

DEELFORMULIER LUCHTEMISSIES

Opmerkingen: zie tevens de bijlage - toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier

aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:

☐ niet van toepassing

1. Overzicht activiteiten en processchema



1.A. Processchema / flowchart (van het bedrijf)

Geef op een overzichtelijke manier door middel van een schets met de ligging en rangschikking van betreffende activiteiten het processchema van het hele bedrijf weer.
U kunt hierbij eventueel gebruikmaken van een flowchart of stroomschema.

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.B. Overzicht activiteiten met emissies naar lucht

Vul hieronder de gegevens van de activiteiten in die relevante verontreinigende stoffen of broeikasgassen uitstoten in de lucht.
Meer informatie over de gegevens die u moet verstrekken vindt u in bijlage.

benaming activiteit	type *	geïnstalleerd vermogen (MW of ton/jaar)	reëel vermogen (MW of ton/jaar)	geproduceerde stof	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)
installatie (I)					
apparaat (A)					
CSM (I)	A	0 MW	0 MW		
- Aardgas Totaal (A)	A	0 MW	0 MW		
- Bemonstering-Ontstopping (A)	A	0 MW	0 MW		
CSM - RAFFINAGE (I)	A	0 MW	0 MW		
- TC - C114 (A)	A	0 MW	0 MW		
- NZ8 KOGELMOLEN (A)	A	0 MW	0 MW		
- Co ZOUTEN ALG. AFZUIGING (A)	A	0 MW	0 MW		
- Reactiekuipen C204-205-207-208 (A)	A	0 MW	0 MW		
- NZ8 Dustmaster (A)	A	0 MW	0 MW		
- Afzuiging V409 en V118 (A)	A				
- Sproeidroger Hydraat (A)	A				
- Omnibus - MPF-droger (A)	A	0 MW	0 MW		
- Scrubber K2100 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Omnibus scrubber K5000 (A)	A	0 MW	0 MW		
- TC - C113 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Scrubber oploshal Verso (A)	A	0 MW	0 MW		01/07/2018
- Co1000 K401 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Co1000 K402 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Bari afzuiging (A)	A	0 t/jr	0 t/jr	stof	01/01/2022
CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1 (I)	A	0 MW	0 MW		
- DROGER KESTNER (A)	A	0 MW	0 MW		
- DROGER ANHYDRO (A)	A	0 MW	0 MW		
- Co-OXALAATSILO 1 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Co-OXALAATSILO 2 (A)	A	0 MW	0 MW		
- ALPINEMOLEN (A)	A	0 MW	0 MW		
- Oploshal scrubber - CW1 K101/102 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Oxalaat - scrubber (A)	A	0 MW	0 MW		
- MPF - Inpakken poedermateriaal (A)	A	0 MW	0 MW		
- Scrubber Elino's (A)	A	0 MW	0 MW		
- Granulatie Alg Afzuiging (A)	A	0 MW	0 MW		
- Herding Filter F5000 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Elino 5 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Granulatie PT 1 (A)	A	0 MW	0 MW		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

benaming activiteit	type *	geïnstalleerd vermogen (MW of ton/jaar)	reëel vermogen (MW of ton/jaar)	geproduceerde stof	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)
installatie (I)					
apparaat (A)					
- Granulatie PT 2 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Elino 7 (A)	A	0 MW	0 MW		
- MTF Ontstoffings Ovens (A)	A	0 MW	0 MW		
- MTF Blowers transporten (A)	A	0 MW	0 MW		
CSM - CHLORIDEWEG 2 - CW2 (I)	A	0 MW	0 MW		
- NABEHANDELING 2 - CARTON (A)	A	0 MW	0 MW		
- NABEHANDELING 2 - ELINO (A)	A	0 MW	0 MW		
- RUTHNER 3 (A)	A	0 MW	0 MW		
- RUTHNER 4 (A)	A	0 MW	0 MW		
- NABEHANDELING 3 DROGER STELA (A)	A	0 MW	0 MW		
- NABEHANDELING 4 DROGER HEINEN (A)	A	0 MW	0 MW		
- Scrubber TC3 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Oploshal - scrubber - CW2 K213 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Oploshal - scrubber - K211 (T201) (A)	A	0 MW	0 MW		
- Oploshal - scrubber K212 (T 202/203) (A)	A	0 MW	0 MW		
- Oploshal - scrubber - K214 (T240) (A)	A	0 MW	0 MW		
- Oploshal - scrubber - K215 (T250) (A)	A	0 MW	0 MW		
- Nabehandeling 3 - silo gemalen oxide (A)	A	0 MW	0 MW		
- Nabehandeling 2 - Stofkast Silo 5000 en silo 2 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Nabehandeling 2 - Inpakinstallatie (A)	A	0 MW	0 MW		
- Nabehandeling 3 silo droog oxide (A)	A	0 MW	0 MW		
CSM - NIKKEL (I)	A	0 MW	0 MW		
- Scrubber SxG (A)	A	0 MW	0 MW		
- As203 - DROGE WEG (A)	A	0 MW	0 MW		
- NiSO4 - SCRUBBER - DROGER (A)	A	0 MW	0 MW		
- Scrubber digestie K9103 (A)	A	0 MW	0 MW		01/01/2024
- Electrowinning - srubber (A)	A	0 MW	0 MW		
- As2O3 - scrubber - natte weg (A)	A	0 MW	0 MW		
- NiSO4 - scrubber - proceskuipen (A)	A	0 MW	0 MW		
- Omnibus - scrubber - proceskuipen (A)	A	0 MW	0 MW		
- Omnibus - MPF - droger (A)	A	0 MW	0 MW		
- Ventilator V 559/1 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Stofkast F508 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Kuip B526 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Kuip R521/1 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Kuip R521/2 (A)	A	0 MW	0 MW		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

- Kuip R532 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Afzuiging bakken V302 (A)	A	0 MW	0 MW		
- F 509 (A)	A	0 MW	0 MW		
- NiSO4 Filter Inpak (A)	A				
- Maalmolen Speiss (A)	A	0 t/jr	0 t/jr	stof	
- Hygiëneafzuiging Speiss (A)	A	0 t/jr	0 t/jr	stof	01/03/2021
- Reactoren ontkopering (A)	A	0 t/jr	0 t/jr	stof	01/01/2022
EOM (I)	A	0 MW	0 MW		
- Omnibus scrubber K4000 (A)	A	0 MW	0 MW		
EOM - NSB (I)	A	0 MW	0 MW		
- NSB - SO2-SCRUBBER (K3000) (A)	A	0 MW	0 MW		
- NSB AFZUIGING SLAKKENPOST (A)	A	0 MW	0 MW		
- Cl2/HCl-scrubber (A)	A	0 MW	0 MW		
- Scrubber K7000 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Pyrolyse oven (A)	A	0 MW	0 MW		
EOM - METALLURGIE (I)	A	0 MW	0 MW		
- Dislocatie Etsing VER (A)	A	0 MW	0 MW		
- Etsing WK2 Ge/Kwarts (A)	A	0 MW	0 MW		
- Etsing LMC/HOR Ge/Kwarts (A)	A	0 MW	0 MW		
- Kwartsbuis reiniger (A)	A	0 MW	0 MW		01/01/2020
- SiCl4 Trekkast (A)	A	0 t/jr	0 t/jr	gas	01/01/2020
- Afwasmachine Miele (A)	A	0 t/jr	0 t/jr	gas	01/01/2020
- Voorloog Reactor Scrabs (A)	A	0 t/jr	0 t/jr	gas	
CSM - UTILITIES (I)	B	0 MW	0 MW		
- AGOS (A)	B	0 MW	0 MW		
- Recuperatieketel 20b D2000 (A)	B	27.27 MW	27.27 MW		01/06/2010
- Recuperatieketel 20b D1000 (A)	B	27.27 MW	27.27 MW		01/06/2010
- Back-up ketel 10b D5000 (A)	B	24 MW	24 MW		10/06/2010
- Back - up ketel 20b D4000 (A)	B	16 MW	16 MW		10/06/2010
WASSERIJ (I)	A	0 MW	0 MW		
- Droogkasten (A)	A	0 MW	0 MW		
R&D (I)	A	0 MW	0 MW		
- Aardgas Totaal (A)	A	0 MW	0 MW		
- Dryrooms 881 (A)	A	0 MW	0 MW		01/01/2024
- ACC - Ventilator 2 (A)	A	0 MW	0 MW		
- ACC - Ventilator 3 (A)	A	0 MW	0 MW		
- ACC - V18-V19 (A)	A				
- Off-gas 723 Piano (A)	A	0 t/jr	0 t/jr	stof	01/01/2019
Zinc Chemicals (I)	A	0 MW	0 MW		
- Optisol (A)	A	0 MW	0 MW		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

- Zano 1 (A)	A	0 MW	0 MW		
- Zano 2 (A)	A	0 MW	0 MW		
EOM - HPC (I)	A	0 MW	0 MW		
- Omnibus - scrubber (A)	A	0 MW	0 MW		
EOM - Substraten (I)	A	0 MW	0 MW		
- V32010 Kelder (A)	A				
- V61000 Pol West (A)	A				
- V65000 Pol Oost (A)	A				
- V75010 SC1 (A)	A				
- V70020 R&D Wetbench (A)	A				
- Welders filters Hydrolyse (A)	A				
- V24010 Pre Polish (A)	A	0 MW	0 MW		
- V59055 Spin-eter (A)	A				
- V26010 Draadzagen (A)	A				
- V23010 Finnsonic (A)	A				
- V64000 Grinders (A)	A				
- V35010 Draadzaag (A)	A				
- V64100 Voorbereiding (A)	A				
- V24620 CDS pre pol (A)	A				
- V70010 R&D Wetbech (A)	A				
- V83010 - SC2 - 6" Wetbench (A)	A				
- V75020 SC2 - 4" Wetbench (A)	A				
PVZ (I)	A				
- T2000 Droogkast (A)	A	0 MW	0 MW		
- T2100 Droogkast (A)	A	0 MW	0 MW		
- T2200 Droogkast (A)	A	0 MW	0 MW		

* typeer installatie/apparaat als

A productie-eenheid

B productie van energie

C opslag en overslag

D fakkel

E waterzuivering

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

2. Beschrijving activiteiten

Geef een beschrijving van de activiteiten die relevante verontreinigende stoffen en broeikasgassen uitstoten in de lucht.

2.A. Productie-eenheid

Beschrijf per apparaat van het type productie-eenheid de voornaamste productiestappen.
Als er meer productie-eenheden voorkomen, gebruikt u *een blad per productie-eenheid*.
Gebruik voor de installatie en het apparaat dezelfde benaming die u in 1.B. hebt gebruikt.

installatie	CSM
apparaat	
beschrijving activiteit	
zie bijlage De BU-CSM verwerkt diverse kobalt- en nikkelhoudende grondstoffen met de bedoeling kobalt en nikkel te recupereren en te valoriseren onder de vorm van kobaltmetaalpoeders, -oxiden en -zouten, nikkelsulfaat, en daarnaast ook arseentrioxide, zwavelzuur en koper. De verwerking gebeurt via hydrometallurgische processen (zoals logen, ontijzeren, zuiveren door vloeistof-vloeistofextractie en concentreren), pyrometallurgische processen (zoals pyrolyse of oxideren en reduceren) en nabehandelingsprocessen (zoals drogen en malen).	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM
apparaat	Bemonstering-Ontstopping
beschrijving activiteit	
Grondstoffenstockage en bemonstering De BU CSM koopt wereldwijd Co-grondstoffen aan. Die grondstoffen worden aangeleverd -ofwel als metaal in vaten -ofwel als diverse Co-houdende tussenproducten in vaten en/of bigbags (Co scraps). Na receptie van deze goederen (aanlevering per container of vrachtwagen) zal de grondstof bemonsterd worden: een representatief staal wordt genomen van elk aangeleverd lot ; dit staal zal geanalyseerd worden in het Umicore Analyselabo. Alle Co-houdende grondstoffen worden (meestal in hun verpakking : bigbags of vaten) gestockeerd op betonnen ondergrond, allen onder dak, sommigen (zuiver metaal) achter slot, en dit in diverse gebouwen (811, 813, 815, 830) Deze stoffen dragen meestal de zinnen R51/53, hun totaal volume maximum aanwezig bedraagt ongeveer 1070 ton. Nadat een productieplanning (o.a. functie van technische en milieutechnische voorwaarden) werd opgemaakt zal een mix van deze grondstoffen volgens afspraak worden aangevoerd naar de verschillende productie-units.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	TC - C114
beschrijving activiteit	
De scheiding van Ni en Co gebeurt in extractiekuipen met behulp van een organisch product (Cyanex 272 - Xi/N) en met Escaid 110 (Xn) als verdunningsmiddel. Deze productiestap resulteert in een gezuiverde Co-opl (CoCl2 of CoSO4) en een NiSO4/NiCl2-opl.	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_850_II CBB-NUMMER 01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	Reactiekuipen C204-205-207-208
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	NZ8 Dustmaster
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	Afzuiging V409 en V118
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	Sproeidroger Hydraat
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	Omnibus - MPF-droger
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	Scrubber K2100
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	Omnibus scrubber K5000
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	TC - C113
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	Scrubber oplosshal Verso
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	Co1000 K401
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	Co1000 K402
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - RAFFINAGE
apparaat	Bari afzuiging
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	DROGER KESTNER
beschrijving activiteit	
Het afgescheiden Co-oxalaat wordt gedroogd.	

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	Co-OXALAATSILO 1
beschrijving activiteit	
Het gedroogde Co-oxalaat wordt pneumatisch getransporteerd naar verschillende stockersilo's.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	Oploshal scrubber - CW1 K101/102
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	Oxalaat - scrubber
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	MPF - Inpakken poedermateriaal
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	Scrubber Elino's
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	Granulatie Alg Afzuiging
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	Herding Filter F5000
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	Elino 5
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	Granulatie PT 1
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	Granulatie PT 2
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	Elino 7
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	MTF Ontstoffings Ovens
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 1 - CW 1
apparaat	MTF Blowers transporten
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 2 - CW2
apparaat	Scrubber TC3
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 2 - CW2
apparaat	Oploshal - scrubber - CW2 K213
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 2 - CW2
apparaat	Oploshal - scrubber - K211 (T201)
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 2 - CW2
apparaat	Oploshal - scrubber K212 (T 202/203)
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 2 - CW2
apparaat	Oploshal - scrubber - K214 (T240)
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 2 - CW2
apparaat	Oploshal - scrubber - K215 (T250)
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 2 - CW2
apparaat	Nabehandeling 3 - silo gemalen oxide
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 2 - CW2
apparaat	Nabehandeling 2 - Stofkast Silo 5000 en silo 2
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 2 - CW2
apparaat	Nabehandeling 2 - Inpakinstallatie
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - CHLORIDEWEG 2 - CW2
apparaat	Nabehandeling 3 silo droog oxide
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Scrubber SxG
beschrijving activiteit	
Speiss is een nevenproduct van de pyrometallurgische behandeling van complexe grondstoffen op de site en is rijk aan Cu, Ni en As. Speiss wordt vermalen.	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_850_II CBB-NUMMER 01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	As203 - DROGE WEG
beschrijving activiteit	
zie bijlage	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Scrubber digestie K9103
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Electrowinning - scrubber
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	As2O3 - scrubber - natte weg
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	NiSO4 -scrubber -proceskuipen
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Omnibus - scrubber - proceskuipen
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Omnibus - MPF - droger
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Ventulator V 559/1
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Stofkast F508
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Kuip B526
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Kuip R521/1
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Kuip R521/2
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Kuip R532
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Afzuiging bakken V302
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	F 509
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	NiSO4 Filter Inpak
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Maalmolen Speiss
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Hygiëneafzuiging Speiss
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	CSM - NIKKEL
apparaat	Reactoren ontkopering
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	EOM
apparaat	Omnibus scrubber K4000
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - NSB
apparaat	Cl2/HCl-scrubber
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	EOM - NSB
apparaat	Scrubber K7000
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - NSB
apparaat	Pyrolyse oven
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - METALLURGIE
apparaat	Dislocatie Etsing VER
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - METALLURGIE
apparaat	Etsing LMC/HOR Ge/Kwarts
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - METALLURGIE
apparaat	Kwartsbuis reiniger
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	EOM - METALLURGIE
apparaat	SiCl4 Trekkast
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - METALLURGIE
apparaat	Afwasmachine Miele
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - METALLURGIE
apparaat	Voorloog Reactor Scrabs
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	R&D
apparaat	Dryrooms 881
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	R&D
apparaat	ACC - Ventilator 2
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	R&D
apparaat	ACC - Ventilator 3
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	R&D
apparaat	ACC - V18-V19
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	R&D
apparaat	Off-gas 723 Piano
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	Zinc Chemicals
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	Zinc Chemicals
apparaat	Optisol
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	Zinc Chemicals
apparaat	Zano 1
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	Zinc Chemicals
apparaat	Zano 2
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - HPC
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	EOM - HPC
apparaat	Omnibus - scrubber
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V32010 Kelder
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V61000 Pol West
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V65000 Pol Oost
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V75010 SC1
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V70020 R&D Wetbench
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	Welders filters Hydrolyse
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V24010 Pre Polish
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V59055 Spin-etser
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V26010 Draadzagen
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V23010 Finnsonic
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V64000 Grinders
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V35010 Draadzaag
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V64100 Voorbereiding
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V24620 CDS pre pol
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V70010 R&D Wetbech
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V83010 - SC2 - 6" Wetbench
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	EOM - Substraten
apparaat	V75020 SC2 - 4" Wetbench
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	PVZ
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	PVZ
apparaat	T2000 Droogkast
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

installatie	PVZ
apparaat	T2100 Droogkast
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

installatie	PVZ
apparaat	T2200 Droogkast
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_850_II

CBB-NUMMER01852224-000-586

2.B Productie van energie

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit	functie	type
installatie (I)		
apparaat (A)		
CSM - UTILITIES (I)	Zelfproducenten met warmtekrachtkoppeling dmv stoomketels, ovens ea	
- AGOS (A)	Zelfproducenten met warmtekrachtkoppeling dmv stoomketels, ovens ea	aardgasontspanstation
- Recuperatieketel 20b D2000 (A)	Zelfproducenten met warmtekrachtkoppeling dmv stoomturbines, gasturbines en motoren	gasturbine + boiler
- Recuperatieketel 20b D1000 (A)	Zelfproducenten met warmtekrachtkoppeling dmv stoomturbines, gasturbines en motoren	gasturbine + boiler
- Back-up ketel 10b D5000 (A)	Zelfproducenten met warmtekrachtkoppeling dmv stoomturbines, gasturbines en motoren	
- Back - up ketel 20b D4000 (A)	Zelfproducenten met warmtekrachtkoppeling dmv stoomturbines, gasturbines en motoren	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

2.C. Opslag en overslag

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit	type	capaciteit	op- of overgeslagen stof
installatie (I)			
apparaat (A)			

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

2.D. Fakkels

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit	technische karakteristieken
installatie (I)	
apparaat (A)	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

2.E. Waterzuivering

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit		type
installatie (I)		
apparaat (A)		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

3. Luchtemissiepunten (bronnen)

Vul hieronder de gegevens in van de luchtemissiepunten.

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP39A	TC - C114 (A)	186781.00	208240.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	16	0.3
MP48	NZ8 KOGELMOLEN (A)	186812.00	208294.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	13.5	0.4
MP72	DROGER KESTNER (A)	186938.00	208214.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	16	0.44
MP73	DROGER ANHYDRO (A)	186945.00	208217.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	16	0.4
MP74	Co-OXALAATSILO 1 (A)	186960.00	208216.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	16	0.2
MP75	Co-OXALAATSILO 2 (A)	186960.00	208215.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	16	0.2
MP64	NABEHANDELING 2 - CARTON (A)	187012.00	208296.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	28	0.4
MP66	NABEHANDELING 2 - ELINO (A)	187022.00	208283.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	16	0.19
MP92	RUTHNER 3 (A)	186971.00	208313.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	36	0.6

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie- punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP120	RUTHNER 4 (A)	186987.00	208310.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	36	0.38
MP11	Scrubber SxG (A)	186492.00	208207.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	16.5	0.58
MP15	As203 - DROGE WEG (A)	186461.00	208073.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	23.7	0.38
MP18	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER (A)	186581.00	208184.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	16	0.69
MP32	NSB - SO2-SCRUBBER (K3000) (A)	186570.00	208081.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	27	0.7
MP36	NSB AFZUIGING SLAKKENPOST (A)	186681.00	208029.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	25	0.5
MP53	Co ZOUTEN ALG. AFZUIGING (A)	186899.00	208243.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	18	0.4
MP93	NABEHANDELING 3 DROGER STELA (A)	187005.00	208339.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.4
MP97b	NABEHANDELING 4 DROGER HEINEN (A)	187004.00	208279.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.5
MP-CSM algemeen	Aardgas Totaal (A)	187077.00	208233.00	0	INSTALLATIE OF APPARAAT	15	1.58

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP-Wasserij	Droogkasten (A)	186506.00	207803.00	0	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	4	0.3
MP-R&D algemeen	Aardgas Totaal (A)	186963.00	208071.00	0	INSTALLATIE OF APPARAAT	0	0
MP10	Scrubber digestie K9103 (A)	186421.00	208145.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	12	0.5
MP13	Electrowinning - scrubber (A)	186389.00	208063.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	1.2
MP14	As2O3 - scrubber - natte weg (A)	186463.00	208074.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0	0
MP17	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER (A)	186563.00	208176.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	17	0.62
MP40	Omnibus - scrubber - proceskuipen (A)	186716.00	208134.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.65
MP109	Omnibus - MPF - droger (A)	186742.00	208127.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.3
MP135	Ventulator V 559/1 (A)	186458.00	208095.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.25
MP136	Stofkast F508 (A)	186457.00	208101.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.29

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP137	Kuip B526 (A)	186474.00	208120.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.23
MP138	Kuip R521/1 (A)	186471.00	208118.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.23
MP139	Kuip R521/2 (A)	186461.00	208119.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.24
MP140	Kuip R532 (A)	186457.00	208117.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.2
MP141	Afzuiging bakken V302 (A)	186476.00	208156.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.4
MP146	F 509 (A)	186455.00	208103.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.56
MP55	Scrubber TC3 (A)	186835.00	208242.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.5
MP58	Oploshal - scrubber - CW2 K213 (A)	186952.00	208268.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	25	0.7
MP60	Oploshal - scrubber - K211 (T201) (A)	186954.00	208263.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	25	0.49
MP61	Oploshal - scrubber K212 (T 202/203) (A)	186956.00	208254.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	25	0.61

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP62	Oploshal - scrubber - K214 (T240) (A)	186957.00	208251.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	25	0.49
MP71	Oploshal - scrubber - K215 (T250) (A)	186954.00	208250.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	25	0.49
MP94	Nabehandeling 3 - silo gemalen oxide (A)	186980.00	208337.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	9	0.4
MP65a	Nabehandeling 2 - Stofkast Silo 5000 en silo 2 (A)	187096.00	208240.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.35
MP67c	Nabehandeling 2 - Inpakinstallatie (A)	187108.00	208229.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.12
MP59	Oploshal scrubber - CW1 K101/102 (A)	186906.00	208249.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	18	0.69
MP68	MPF - Inpakken poedermateriaal (A)	186916.00	208197.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	12	0.4
MP70	Oxalaat - scrubber (A)	186928.00	208211.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	14	0.54
MP84	Scrubber Elino's (A)	187064.00	208131.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	12	0.71
MP89	Granulatie Alg Afzuiging (A)	187000.00	208233.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	12	0.3

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie- punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP90	Herding Filter F5000 (A)	186992.00	208230.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	12	0.45
MP47	Reactiekuipen C204-205-207-208 (A)	186817.00	208263.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.55
MP147	NZ8 Dustmaster (A)	186815.00	208282.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.21
MP145	Zano 1 (A)	186645.00	208258.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.7
MP33	Cl2/HCl-scrubber (A)	186593.00	208077.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.17
MP37	Omnibus scrubber K4000 (A)	186691.00	208055.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.6
MP29b	Scrubber K7000 (A)	186561.00	208050.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.19
MP131	Dryrooms 881 (A)	186314.00	207827.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.65
MP132	ACC - Ventilator 2 (A)	186319.00	207811.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.97
MP133	ACC - Ventilator 3 (A)	186307.00	207805.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.97

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP49	Bemonstering-Ontstopping (A)	186746.00	208385.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	6	0.5
MP50	Reactiekuipen C204-205-207-208 (A)	186828.00	208239.00	0	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0
MP902	Recuperatieketel 20b D2000 (A)	186263.00	208070.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	14	1.58
MP903	Recuperatieketel 20b D1000 (A)	186260.00	208079.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	14	1.58
MP904	Back-up ketel 10b D5000 (A)	186258.00	208090.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	14	1.35
MP905	Back - up ketel 20b D4000 (A)	186255.00	208096.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	14	1.1
CO2 Uitstoot	CSM - UTILITIES (I), AGOS (A), Recuperatieketel 20b D2000 (A), Recuperatieketel 20b D1000 (A), Back-up ketel 10b D5000 (A), Back - up ketel 20b D4000 (A)	186000.00	208000.00	7	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0	0
MP 144	Optisol (A)	186662.00	208217.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.7
MP149	Afzuiging V409 en V118 (A)	186791.00	208204.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0	0.3
MP150	Sproeidroger Hydraat (A)	186902.00	208240.00	0	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0	0.53

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP16	Scrubber SxG (A)	186524.00	208216.00	0	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0	0
MP43	TC - C114 (A)	186668.00	208117.00	0	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0	0
MP95	Nabehandeling 3 - silo gemalen oxide (A)	187009.00	208295.00	0	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0	0
MP86	Granulatie Alg Afzuiging (A)	186989.00	208210.00	0	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0	0
MP 155	V32010 Kelder (A)	186696.00	207985.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.11
MP 157	V61000 Pol West (A)	186675.00	207979.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.19
MP 158	V65000 Pol Oost (A)	186657.00	207973.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.19
MP159	V75010 SC1 (A)	186644.00	207969.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.19
MP 160	V75020 SC2 - 4" Wetbench (A)	186644.00	207919.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.19
MP 163	Welders filters Hydrolyse (A)	186684.00	207969.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.29

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP 164	ACC - V18-V19 (A)	186304.00	207813.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.25
MP 165	NiSO4 Filter Inpak (A)	186575.00	208200.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.32
MP79	Elino 5 (A)	186960.00	208187.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.3
MP87	Granulatie PT 1 (A)	186992.00	208232.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.2
MP88	Granulatie PT 2 (A)	186996.00	208234.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.2
MP100	Elino 7 (A)	187017.00	208225.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.45
MP109	Omnibus - MPF-droger (A)	186742.00	208127.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.3
MP154	V24010 Pre Polish (A)	186666.00	207976.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.19
MP165	NiSO4 Filter Inpak (A)	186575.00	208200.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.32
MP166	Dislocatie Etsing VER (A)	186594.00	207926.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.59

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP167	Etsing WK2 Ge/Kwarts (A)	186685.00	207980.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.59
MP168	Etsing LMC/HOR Ge/Kwarts (A)	186716.00	207936.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.42
MP169	Scrubber K2100 (A)	186820.00	208189.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0.3
MP170	Omnibus scrubber K5000 (A)	186626.00	208257.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0
MP172	Zano 2 (A)	186554.00	208076.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0
MP173	MTF Ontstoffings Ovens (A)	187051.00	208266.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.25
MP174	MTF Blowers transporten (A)	187045.00	208242.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.21
MP156	V59055 Spin-etser (A)	186673.00	207979.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	4	0.15
MP151	V26010 Draadzagen (A)	186686.00	207983.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	4	0.19
MP152	V23010 Finnsonic (A)	186684.00	207982.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	4	0.19

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP153	V64000 Grinders (A)	186689.00	207984.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	4	0.19
MP39b	TC - C113 (A)	186787.00	208223.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0	0
MP94	Nabehandeling 3 silo droog oxide (A)	186980.00	208337.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	9	0
MP171	Pyrolyse oven (A)	186554.00	208076.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	8	0
MP175	Kwartsbuis reiniger (A)	186597.00	207991.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	12	0
MP176	T2000 Droogkast (A)	186417.00	207863.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	2.4	0
MP177	T2100 Droogkast (A)	186418.00	207860.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	2.4	0
MP178	T2200 Droogkast (A)	186420.00	207856.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	2.4	0
MP179	V35010 Draadzaag (A)	186692.00	207985.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	6	0.13
MP180	V64100 Voorbereiding (A)	186682.00	207981.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	6	0.19

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie- punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP181	V24620 CDS pre pol (A)	186679.00	207980.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	6	0.15
MP182	V70020 R&D Wetbench (A)	186658.00	207974.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	6	0.19
MP183	V70010 R&D Wetbech (A)	186651.00	207971.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	6	0.19
MP184	V75010 SC1 (A)	186649.00	207970.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	6	0.48
MP185	V83010 - SC2 - 6" Wetbench (A)	186648.00	207970.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	6	0.3
MP187	Scrubber oploshal Verso (A)	186904.00	208327.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	16	0.8
MP41	Co1000 K401 (A)	186685.00	208109.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	11	0.16
MP42	Co1000 K402 (A)	186684.00	208112.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	11	0.2
MP188	Off-gas 723 Piano (A)	186693.00	208343.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.1
MP189	SiCl4 Trekkast (A)	186581.00	208001.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	12	0.2

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
MP190	Afwasmachine Miele (A)	186592.00	207988.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	12	0.2
MP191	Voorloog Reactor Scrabs (A)	186570.00	208062.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	15	0.19
MP192	Maalmolen Speiss (A)	186442.00	208170.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	12	0.25
MP193	Hygiëneafzuiging Speiss (A)	186440.00	208170.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0	0
MP194	Bari afzuiging (A)	187023.00	208298.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	18	0.19
MP195	Reactoren ontkopering (A)	186458.00	208095.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	10	0.32
MP207	ALPINEMOLEN (A)	186534.54	208189.66	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	12	0.3
MP197	R&D (I)	186929.83	208192.97	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	9.7	0.63
MP206	Scrubber digestie K9103 (A)	180534.54	208189.66	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0.0	0.15
MP197	Dryrooms 881 (A)	186929.17	208192.97	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	9.7	0.63

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

4. Zuiveringsapparatuur lucht

Vul hieronder de gegevens van de zuiveringsapparatuur in.

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
MP39A	STOFFILTER	TC - C114 (A)	ZAKKENFILTER MET PNEUMATISCHE ONTSTOFFING (MOUWFILTER...)		kobalt	
MP48	STOFFILTER	NZ8 KOGELMOLEN (A)	stoffilter		zink	
MP48	STOFFILTER	NZ8 KOGELMOLEN (A)	stoffilter		nikkel	
MP48	STOFFILTER	NZ8 KOGELMOLEN (A)	stoffilter		mangaan	
MP48	STOFFILTER	NZ8 KOGELMOLEN (A)	stoffilter		koper	
MP48	STOFFILTER	NZ8 KOGELMOLEN (A)	stoffilter		lood	
MP48	STOFFILTER	NZ8 KOGELMOLEN (A)	stoffilter		totaal stof	
MP48	STOFFILTER	NZ8 KOGELMOLEN (A)	stoffilter		kobalt	
MP72	STOFFILTER	DROGER KESTNER (A)	stoffilter		totaal stof	
MP72	STOFFILTER	DROGER KESTNER (A)	stoffilter		kobalt	
MP73	STOFFILTER	DROGER ANHYDRO (A)	stoffilter		totaal stof	
MP73	STOFFILTER	DROGER ANHYDRO (A)	stoffilter		kobalt	
MP74	STOFFILTER	Co-OXALAATSILO 1 (A)	stoffilter		totaal stof	
MP74	STOFFILTER	Co-OXALAATSILO 1 (A)	stoffilter		kobalt	
MP75	Stoffilter	Co-OXALAATSILO 2 (A)	stoffilter		totaal stof	
MP75	Stoffilter	Co-OXALAATSILO 2 (A)	stoffilter		kobalt	
MP64	STOFFILTER	NABEHANDELING 2 - CARTON (A)	stoffilter		kobalt	
MP66	STOFFILTER	NABEHANDELING 2 - ELINO (A)	stoffilter		totaal stof	
MP66	STOFFILTER	NABEHANDELING 2 - ELINO (A)	stoffilter		kobalt	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024 850 11

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/yyyy)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
MP92	PYROLYSE	RUTHNER 3 (A)	SCRUBBER		kobalt	
MP120	PYROLYSE	RUTHNER 4 (A)	SCRUBBER		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP120	PYROLYSE	RUTHNER 4 (A)	SCRUBBER		kobalt	
MP11	STOFFILTER	Scrubber SxG (A)	stoffilter		arseen	
MP11	STOFFILTER	Scrubber SxG (A)	stoffilter		nikkel	
MP11	STOFFILTER	Scrubber SxG (A)	stoffilter		antimoon	
MP11	STOFFILTER	Scrubber SxG (A)	stoffilter		koper	
MP11	STOFFILTER	Scrubber SxG (A)	stoffilter		lood	
MP11	STOFFILTER	Scrubber SxG (A)	stoffilter		totaal stof	
MP11	STOFFILTER	Scrubber SxG (A)	stoffilter		kobalt	
MP15	STOFFILTER	As203 - DROGE WEG (A)	stoffilter		arseen	
MP15	STOFFILTER	As203 - DROGE WEG (A)	stoffilter		totaal stof	
MP18	STOFFILTER	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER (A)	stoffilter		nikkel	
MP32	SCRUBBER	NSB - SO2-SCRUBBER (K3000) (A)	scrubber		zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	
MP32	SCRUBBER	NSB - SO2-SCRUBBER (K3000) (A)	scrubber		koolstofmonoxide	
MP32	SCRUBBER	NSB - SO2-SCRUBBER (K3000) (A)	scrubber		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP53	STOFFILTER	Co ZOUTEN ALG. AFZUIGING (A)	ZAKKENFILTER MET PNEUMATISCHE ONTSTOFFING (MOUWFILTER...)		kobalt	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
MP93	STOFFILTER	NABEHANDELING 3 DROGER STELA (A)	ZAKKENFILTER MET PNEUMATISCHE ONTSTOFFING (MOUWFILTER...)		kobalt	
MP97b	STOFFILTER	NABEHANDELING 4 DROGER HEINEN (A)	ZAKKENFILTER MET PNEUMATISCHE ONTSTOFFING (MOUWFILTER...)		kobalt	
MP10	scrubber	Scrubber digestie K9103 (A)	gaswassing		arseen	
MP10	scrubber	Scrubber digestie K9103 (A)	gaswassing		nikkel	
MP10	scrubber	Scrubber digestie K9103 (A)	gaswassing		koper	
MP13	scrubber	Electrowinning - scrubber (A)	gaswassing		arseen	
MP13	scrubber	Electrowinning - scrubber (A)	gaswassing		nikkel	
MP13	scrubber	Electrowinning - scrubber (A)	gaswassing		koper	
MP14	SCRUBBER	As2O3 - scrubber - natte weg (A)	Gaswasser		zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	
MP17	scrubber	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP17	scrubber	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER (A)	gaswassing		nikkel	
MP17	scrubber	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER (A)	gaswassing		koper	
MP40	scrubber	Omnibus - scrubber - proceskuipen (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP40	scrubber	Omnibus - scrubber - proceskuipen (A)	gaswassing		nikkel	
MP40	scrubber	Omnibus - scrubber - proceskuipen (A)	gaswassing		kobalt	
MP109	stoffilter	Omnibus - MPF - droger (A)	zakkenfilter met absoluutfilter		nikkel	
MP109	stoffilter	Omnibus - MPF - droger (A)	zakkenfilter met absoluutfilter		kobalt	
MP136	stoffilter	Stofkast F508 (A)	zakkenfilter		nikkel	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
MP136	stoffilter	Stofkast F508 (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP139	demister	Kuip R521/2 (A)	druppelvanger		nikkel	
MP146	stoffilter	F 509 (A)	zakkenfilter		nikkel	
MP146	stoffilter	F 509 (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP55	scrubber	Scrubber TC3 (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP55	scrubber	Scrubber TC3 (A)	gaswassing		arseen	
MP55	scrubber	Scrubber TC3 (A)	gaswassing		nikkel	
MP55	scrubber	Scrubber TC3 (A)	gaswassing		zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	
MP55	scrubber	Scrubber TC3 (A)	gaswassing		kobalt	
MP58	scrubber	Oploshal - scrubber - CW2 K213 (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP60	scrubber	Oploshal - scrubber - K211 (T201) (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP61	scrubber	Oploshal - scrubber K212 (T 202/203) (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP62	scrubber	Oploshal - scrubber - K214 (T240) (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP71	scrubber	Oploshal - scrubber - K215 (T250) (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP94	stoffilter	Nabehandeling 3 - silo gemalen oxide (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP94	stoffilter	Nabehandeling 3 - silo gemalen oxide (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP65a	stoffilter	Nabehandeling 2 - Stofkast Silo 5000 en silo 2 (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP65a	stoffilter	Nabehandeling 2 - Stofkast Silo 5000 en silo 2 (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP67c	stoffilter	Nabehandeling 2 - Inpakinstallatie (A)	zakkenfilter		totaal stof	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
MP67c	stoffilter	Nabehandeling 2 - Inpakinstallatie (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP59	scrubber	Oploshal scrubber - CW1 K101/102 (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP68	stoffilter	MPF - Inpakken poedermateriaal (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP70	scrubber	Oxalaat - scrubber (A)	gaswassing		kobalt	
MP84	scrubber	Scrubber Elino's (A)	gaswassing		nikkel	
MP84	scrubber	Scrubber Elino's (A)	gaswassing		kobalt	
MP89	stoffilter	Granulatie Alg Afzuiging (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP89	stoffilter	Granulatie Alg Afzuiging (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP90	stoffilter	Herding Filter F5000 (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP90	STOFFILTER	Herding Filter F5000 (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP90	STOFFILTER	Herding Filter F5000 (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP47	scrubber	Reactiekuipen C204-205-207-208 (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP47	scrubber	Reactiekuipen C204-205-207-208 (A)	gaswassing		nikkel	
MP47	scrubber	Reactiekuipen C204-205-207-208 (A)	gaswassing		kobalt	
MP47	scrubber	Reactiekuipen C204-205-207-208 (A)	gaswassing		totaal stof	
MP147	stoffilter	NZ8 Dustmaster (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP147	stoffilter	NZ8 Dustmaster (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP145	stoffilter	Zano 1 (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP145	stoffilter	Zano 1 (A)	zakkenfilter		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP33	scrubber	Cl2/HCl-scrubber (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
MP33	scrubber	Cl2/HCl-scrubber (A)	gaswassing		chloor	
MP37	SCRUBBER	Omnibus scrubber K4000 (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP37	SCRUBBER	Omnibus scrubber K4000 (A)	gaswassing		lood	
MP37	SCRUBBER	Omnibus scrubber K4000 (A)	gaswassing		totaal stof	
MP29b	scrubber	Scrubber K7000 (A)	gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP29b	scrubber	Scrubber K7000 (A)	gaswassing		chloor	
MP131	geen	Dryrooms 881 (A)	geen		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP131	geen	Dryrooms 881 (A)	geen		zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	
MP131	geen	Dryrooms 881 (A)	geen		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP132	geen	ACC - Ventilator 2 (A)	geen		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP132	geen	ACC - Ventilator 2 (A)	geen		zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	
MP132	geen	ACC - Ventilator 2 (A)	geen		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP133	geen	ACC - Ventilator 3 (A)	geen		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP133	geen	ACC - Ventilator 3 (A)	geen		zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	
MP133	geen	ACC - Ventilator 3 (A)	geen		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP49	stoffilter	Bemonstering-Ontstopping (A)	zakkenfilter		totaal stof	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderings-rendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
MP49	stoffilter	Bemonstering-Ontstopping (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP50	scrubber	Reactiekuipen C204-205-207-208 (A)	gaswassing		nikkel	
MP50	scrubber	Reactiekuipen C204-205-207-208 (A)	gaswassing		kobalt	
MP 144	stoffilter	Optisol (A)	ZAKKENFILTER MET PNEUMATISCHE ONTSTOFFING (MOUWFILTER...)		zink	
MP 144	stoffilter	Optisol (A)	ZAKKENFILTER MET PNEUMATISCHE ONTSTOFFING (MOUWFILTER...)		zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	
MP 144	stoffilter	Optisol (A)	ZAKKENFILTER MET PNEUMATISCHE ONTSTOFFING (MOUWFILTER...)		totaal stof	
MP 144	stoffilter	Optisol (A)	ZAKKENFILTER MET PNEUMATISCHE ONTSTOFFING (MOUWFILTER...)		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP149	DEMISTER	Afzuiging V409 en V118 (A)	DRUPPELVANGER		nikkel	
MP149	DEMISTER	Afzuiging V409 en V118 (A)	DRUPPELVANGER		kobalt	
MP150	SCRUBBER	Sproeidroger Hydraat (A)	gaswasser		zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	
MP150	SCRUBBER	Sproeidroger Hydraat (A)	gaswasser		totaal stof	
MP150	SCRUBBER	Sproeidroger Hydraat (A)	gaswasser		kobalt	
MP16	SCRUBBER	Scrubber SxG (A)	Gaswasser		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP43	SCRUBBER	TC - C114 (A)	Gaswasser		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP95	STOFFILTER	Nabehandeling 3 - silo gemalen oxide (A)	zakkenfilter		totaal stof	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
MP86	STOFFILTER	Granulatie Alg Afzuiging (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP 165	STOFFILTER	NiSO4 Filter Inpak (A)	zakkenfilter		nikkel	
MP 165	STOFFILTER	NiSO4 Filter Inpak (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP79	STOFFILTER	Elino 5 (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP79	STOFFILTER	Elino 5 (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP87	STOFFILTER	Granulatie PT 1 (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP87	STOFFILTER	Granulatie PT 1 (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP88	STOFFILTER	Granulatie PT 2 (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP88	STOFFILTER	Granulatie PT 2 (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP100	STOFFILTER	Elino 7 (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP100	STOFFILTER	Elino 7 (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP109	STOFFILTER	Omnibus - MPF-droger (A)	zakkenfilter		nikkel	
MP109	STOFFILTER	Omnibus - MPF-droger (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP109	STOFFILTER	Omnibus - MPF-droger (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP154	Rechtstreeks	V24010 Pre Polish (A)	geen		F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	
MP165	STOFFILTER	NiSO4 Filter Inpak (A)	zakkenfilter		nikkel	
MP165	STOFFILTER	NiSO4 Filter Inpak (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP166	Rechtstreeks	Dislocatie Etsing VER (A)	geen		F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	
MP166	Rechtstreeks	Dislocatie Etsing VER (A)	geen		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP167	Rechtstreeks	Etsing WK2 Ge/Kwarts (A)	geen		F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
MP167	Rechtstreeks	Etsing WK2 Ge/Kwarts (A)	geen		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP168	Rechtstreeks	Etsing LMC/HOR Ge/Kwarts (A)	geen		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP168	Rechtstreeks	Etsing LMC/HOR Ge/Kwarts (A)	geen		F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	
MP168	Rechtstreeks	Etsing LMC/HOR Ge/Kwarts (A)	geen		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP169	SCRUBBER	Scrubber K2100 (A)	gaswasser		totaal stof	
MP169	SCRUBBER	Scrubber K2100 (A)	gaswasser		kobalt	
MP170	SCRUBBER	Omnibus scrubber K5000 (A)	gaswasser		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP170	SCRUBBER	Omnibus scrubber K5000 (A)	gaswasser		nikkel	
MP170	SCRUBBER	Omnibus scrubber K5000 (A)	gaswasser		totaal stof	
MP170	SCRUBBER	Omnibus scrubber K5000 (A)	gaswasser		kobalt	
MP172	STOFFILTER	Zano 2 (A)	zakkenfilter		zink	
MP172	STOFFILTER	Zano 2 (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP172	STOFFILTER	Zano 2 (A)	zakkenfilter		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP173	STOFFILTER	MTF Ontstoffings Ovens (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP173	STOFFILTER	MTF Ontstoffings Ovens (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP174	STOFFILTER	MTF Blowers transporten (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP174	STOFFILTER	MTF Blowers transporten (A)	zakkenfilter		kobalt	
MP156	Rechtsreeks	V59055 Spin-etser (A)	geen		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP151	Rechtsreeks	V26010 Draadzagen (A)	geen		niet eerder genoemde NMVOS	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderings-rendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
MP152	Rechtsreeks	V23010 Finnsonic (A)	geen		niet eerder genoemde NMVOS	
MP153	Rechtsreeks	V64000 Grinders (A)	geen		totaal stof	
MP39b	STOFFILTER	TC - C113 (A)	zakkenfilter		nikkel	
MP39b	STOFFILTER	TC - C113 (A)	zakkenfilter		koper	
MP39b	STOFFILTER	TC - C113 (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP94	STOFFILTER	Nabehandeling 3 silo droog oxide (A)	zakkenfilter		koper	
MP94	STOFFILTER	Nabehandeling 3 silo droog oxide (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP171	verbranding	Pyrolyse oven (A)	pyrolyse		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP171	verbranding	Pyrolyse oven (A)	pyrolyse		F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	
MP171	verbranding	Pyrolyse oven (A)	pyrolyse		totaal stof	
MP171	verbranding	Pyrolyse oven (A)	pyrolyse		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP175	Rechtstreeks	Kwartsbuis reiniger (A)	geen		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP175	Rechtstreeks	Kwartsbuis reiniger (A)	geen		F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	
MP175	Rechtstreeks	Kwartsbuis reiniger (A)	geen		totaal stof	
MP175	Rechtstreeks	Kwartsbuis reiniger (A)	geen		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP176	Rechtstreeks	T2000 Droogkast (A)	geen		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP177	Rechtstreeks	T2100 Droogkast (A)	geen		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
MP178	Rechtstreeks	T2200 Droogkast (A)	geen		stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	
MP187	SCRUBBER	Scrubber oploshal Verso (A)	Gaswassing		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP187	SCRUBBER	Scrubber oploshal Verso (A)	Gaswassing		totaal stof	
MP187	SCRUBBER	Scrubber oploshal Verso (A)	Gaswassing		kobalt	
MP41	SCRUBBER	Co1000 K401 (A)	Gaswassing		niet eerder genoemde NMVOS	
MP42	SCRUBBER	Co1000 K402 (A)	Gaswassing		niet eerder genoemde NMVOS	
MP188	Filter	Off-gas 723 Piano (A)	aktieve kool	01/01/2019	niet eerder genoemde NMVOS	
MP189	Rechtstreeks	SiCl4 Trekkast (A)	geen	01/01/2020	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP190	Rechtstreeks	Afwasmachine Miele (A)	geen	01/01/2020	F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	
MP191	Scrubber	Voorloog Reactor Scrabs (A)	scrubber		Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP192	stoffilter	Maalmolen Speiss (A)	patronenfilter		arseen	
MP192	stoffilter	Maalmolen Speiss (A)	patronenfilter		nikkel	
MP192	stoffilter	Maalmolen Speiss (A)	patronenfilter		koper	
MP192	stoffilter	Maalmolen Speiss (A)	patronenfilter		totaal stof	
MP193	stoffilter	Hygiëneafzuiging Speiss (A)	patronenfilter		arseen	
MP193	stoffilter	Hygiëneafzuiging Speiss (A)	patronenfilter		nikkel	
MP193	stoffilter	Hygiëneafzuiging Speiss (A)	patronenfilter		mangaan	
MP193	stoffilter	Hygiëneafzuiging Speiss (A)	patronenfilter		koper	
MP193	stoffilter	Hygiëneafzuiging Speiss (A)	patronenfilter		totaal stof	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
MP194	Rechtstreeks	Bari afzuiging (A)	geen	01/01/2022	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	
MP194	Rechtstreeks	Bari afzuiging (A)	geen	01/01/2022	nikkel	
MP194	Rechtstreeks	Bari afzuiging (A)	geen	01/01/2022	mangaan	
MP194	Rechtstreeks	Bari afzuiging (A)	geen	01/01/2022	totaal stof	
MP194	Rechtstreeks	Bari afzuiging (A)	geen	01/01/2022	kobalt	
MP195	Rechtstreeks	Reactoren ontkopering (A)	geen	01/01/2022	nikkel	
MP195	Rechtstreeks	Reactoren ontkopering (A)	geen	01/01/2022	totaal stof	
MP207	stoffilter	ALPINEMOLEN (A)	zakkenfilter		totaal stof	
MP206	Scrubber	Scrubber digestie K9103 (A)	scrubber nat		totaal stof	
MP206	Scrubber	Scrubber digestie K9103 (A)	scrubber nat		nikkel	
MP197	stoffilter	Dryrooms 881 (A)	zakkenfilter en actieve koolfilter	01/01/2024	totaal stof	
MP197	stoffilter	Dryrooms 881 (A)	zakkenfilter en actieve koolfilter	01/01/2024	nikkel	
MP197	stoffilter	Dryrooms 881 (A)	zakkenfilter en actieve koolfilter	01/01/2024	kobalt	
MP197	stoffilter	Dryrooms 881 (A)	zakkenfilter en actieve koolfilter	01/01/2024	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	

* De volledige lijst van verontreinigende stoffen en broeikasgassen vindt u in rubriek 7 van het formulier.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

5. Meetmethoden

Geef voor alle gemeten verontreinigende stoffen en broeikasgassen de gebruikte meetmethode op en vermeld de aanwezige meet- en controleapparatuur. Vermeld indien van toepassing het gebruikte meetprotocol of de meetnorm.

Als u meerdere methoden hanteert voor de meting van één verontreinigende stof of broeikasgas, geef dan in hoofdstuk 6 aan bij welke emissie u welke methode hanteert.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	meetmethode	meetnorm / protocol
PCDD/F	labo SGS	Code van goede praktijk VITO 2005/MIM/R/021
lood	uitgevoerd door erkend labo Tauw	erkende methode Tauw (LNE/ERK/LL/2016/00004)
niet eerder genoemde NMVOS	uitgevoerd door erkend labo Tauw	erkende methode Tauw (LNE/ERK/LL/2016/00004)
nikkel	eigen erkend labo of door extern labo Tauw	Vlarem II - 3 jaarlijkse audit voor gebruikte meetmethoden en meetregistratie lucht en water
kobalt	eigen erkend labo of door extern labo Tauw	Vlarem II - 3 jaarlijkse audit voor gebruikte meetmethoden en meetregistratie lucht en water
totaal stof	eigen erkend labo of door extern labo Tauw	Vlarem II - 3 jaarlijkse audit voor gebruikte meetmethoden en meetregistratie lucht en water
koper	eigen erkend labo of door extern labo Tauw	Vlarem II - 3 jaarlijkse audit voor gebruikte meetmethoden en meetregistratie lucht en water
arseen	eigen erkend labo of door extern labo Tauw	Vlarem II - 3 jaarlijkse audit voor gebruikte meetmethoden en meetregistratie lucht en water
koolstofmonoxide	extern labo Tauw	Vlarem II - 3 jaarlijkse audit voor gebruikte meetmethoden en meetregistratie lucht en water
stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	door extern labo Tauw	Vlarem II - 3 jaarlijkse audit voor gebruikte meetmethoden en meetregistratie lucht en water
zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	eigen erkend labo of door extern labo Tauw	Vlarem II - 3 jaarlijkse audit voor gebruikte meetmethoden en meetregistratie lucht en water
Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	eigen erkend labo of door extern labo Tauw	Vlarem II - 3 jaarlijkse audit voor gebruikte meetmethoden en meetregistratie lucht en water
mangaan	eigen erkend labo of door extern labo Tauw	Vlarem II - 3 jaarlijkse audit voor gebruikte meetmethoden en meetregistratie lucht en water

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6. Verbruik en productie - milieudruk van de activiteiten

Vul de energiegegevens in op het deelformulier Energiegegevens

6.A. Productie-eenheid

6.A.1. Verbruiks- en productiegegevens

U moet onderstaande tabellen voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming stof	benaming activiteit	aard en/of samenstelling stof	stoffunctie					verbruik / productie
	installatie (I)		grondstof	brandstof		eindproduct	afvalproduct	
				S-gehalte	asgehalte			
apparaat (A)								
AARDGAS	Aardgas Totaal (A)							0 GJ
AARDGAS	Droogkasten (A)							0 GJ
AARDGAS	Aardgas Totaal (A)							0 GJ
NiSO4.6aq (Ni)	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER (A)					X		0 GJ
ZOUTEN (Co)	CSM - RAFFINAGE (I), TC - C114 (A), NZ8 KOGELMOLEN (A), Co ZOUTEN ALG. AFZUIGING (A), Reactiekuipen C204-205-207-208 (A), NZ8 Dustmaster (A), Afzuiging V409 en V118 (A), Sproeidroger Hydraat (A), Omnibus - MPF-droger (A), Scrubber K2100 (A), Omnibus scrubber K5000 (A), TC - C113 (A), Scrubber oploshal Verso (A), Co1000 K401 (A), Co1000 K402 (A)					X		0 GJ

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming stof	benaming activiteit	aard en/of samenstelling stof	stoffunctie					verbruik / productie
	installatie (I)		grondstof	brandstof		eindproduct	afvalproduct	
				S-gehalte	asgehalte			
	apparaat (A)							
Co-OXIDEN	Bari afzuiging (A), NABEHANDELING 2 - CARTON (A), NABEHANDELING 2 - ELINO (A), RUTHNER 3 (A), RUTHNER 4 (A), NABEHANDELING 3 DROGER STELA (A), NABEHANDELING 4 DROGER HEINEN (A), Scrubber TC3 (A), Oploshal - scrubber - CW2 K213 (A), Oploshal - scrubber - K211 (T201) (A), Oploshal - scrubber K212 (T 202/203) (A), Oploshal - scrubber - K214 (T240) (A), Oploshal - scrubber - K215 (T250) (A), Nabehandeling 3 - silo gemalen oxide (A), Nabehandeling 2 - Stofkast Silo 5000 en silo 2 (A), Nabehandeling 2 - Inpakinstallatie (A), Nabehandeling 3 silo droog oxide (A)					X		0 GJ
SLAKKEN	Omnibus scrubber K4000 (A), NSB - SO2-SCRUBBER (K3000) (A), NSB AFZUIGING SLAKKENPOST (A), Cl2/HCl-scrubber (A), Scrubber K7000 (A), Pyrolyse oven (A), Omnibus - scrubber (A)					X		0 GJ
As2O3	As203 - DROGE WEG (A), As2O3 - scrubber - natte weg (A)					X		0 GJ
Co-EF-POEDER	ALPINEMOLEN (A), Scrubber Elino's (A), Herding Filter F5000 (A), Elino 5 (A), Granulatie PT 1 (A), Granulatie PT 2 (A), Elino 7 (A), MTF Ontstoffings Ovens (A), MTF Blowers transporten (A)					X		0 GJ
KOBALTHYDROXIDE	Co ZOUTEN ALG. AFZUIGING (A)					X		0 GJ
Zn Oxiden	Zano 1 (A), Zano 2 (A)					X		0 GJ
GRD	Dryrooms 881 (A), ACC - Ventilator 2 (A), ACC - Ventilator 3 (A), ACC - V18-V19 (A), Off-gas 723 Piano (A)					X		0 GJ
Co-bemonstering	Bemonstering-Ontstoffing (A)					X		0 GJ

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming stof	benaming activiteit	aard en/of samenstelling stof	stoffunctie					verbruik / productie
	installatie (I)		grondstof	brandstof		eindproduct	afvalproduct	
				S-gehalte	asgehalte			
	apparaat (A)							
Substraten	V32010 Kelder (A), V61000 Pol West (A), V65000 Pol Oost (A), V75010 SC1 (A), V70020 R&D Wetbench (A), Welders filters Hydrolyse (A), V24010 Pre Polish (A), V59055 Spin-etser (A), V26010 Draadzagen (A), V23010 Finnsonic (A), V64000 Grinders (A), V35010 Draadzaag (A), V64100 Voorbereiding (A), V24620 CDS pre pol (A), V70010 R&D Wetbech (A), V83010 - SC2 - 6" Wetbench (A), V75020 SC2 - 4" Wetbench (A)					X		0 GJ
LIM	Dislocatie Etsing VER (A), Etsing WK2 Ge/ Kwarts (A), Etsing LMC/HOR Ge/Kwarts (A), Kwartsbuis reiniger (A), SiCl4 Trekkast (A), Afwasmachine Miele (A), Voorloog Reactor Scrabs (A)					X		0 GJ
PVZ Badzaal	T2000 Droogkast (A), T2100 Droogkast (A), T2200 Droogkast (A)					X		0 GJ
PRIMAIRE GRONDSTOFFEN	NZ8 KOGELMOLEN (A), EOM (I)		X					0 GJ
SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN	Scrubber SxG (A)		X					0 GJ
Co-OXALAAT	DROGER KESTNER (A), DROGER ANHYDRO (A), Co-OXALAATSILO 1 (A), Co-OXALAATSILO 2 (A), Oploshal scrubber - CW1 K101/102 (A), Oxalaat - scrubber (A), Granulatie Alg Afzuiging (A)		X					0 GJ
NIKKEL	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER (A), Scrubber digestie K9103 (A), Electrowinning - srubber (A), As2O3 - scrubber - natte weg (A), NiSO4 - scrubber -proceskuipen (A), Omnibus - scrubber - proceskuipen (A), Omnibus - MPF - droger (A), Ventilator V 559/1 (A), Stofkast F508 (A), Kuip B526 (A), Kuip R521/1 (A), Kuip R521/2 (A), Kuip R532 (A), Afzuiging bakken V302 (A), F 509 (A), NiSO4 Filter Inpak (A), Maalmolen Speiss (A), Hygiëneafzuiging Speiss (A), Reactoren ontkopering (A)		X					0 GJ

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.A.2. Emissies naar de lucht

6.A.2.1. Geleide emissies

6.A.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					
MP39A	TC - C114(A)	ZOUTEN (Co)				
MP48	NZ8 KOGELMOLEN(A)	PRIMAIRE GRONDSTOFFEN				
MP74	Co-OXALAATSILO 1(A)	Co-OXALAAT				
MP75	Co-OXALAATSILO 2(A)	Co-OXALAAT				
MP120	RUTHNER 4(A)	Co-OXIDEN				
MP11	Scrubber SxG(A)	SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN				
MP15	As203 - DROGE WEG(A)	As2O3				
MP18	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER(A)	NiSO4.6aq (Ni)				
MP32	NSB - SO2-SCRUBBER (K3000)(A)	SLAKKEN				
MP53	Co ZOUTEN ALG. AFZUIGING(A)	KOBALTHYDROXIDE				
MP97b	NABEHANDELING 4 DROGER HEINEN(A)	Co-OXIDEN				
MP-CSM algemeen	Aardgas Totaal(A)	AARDGAS				
MP-Wasserij	Droogkasten(A)	AARDGAS				
MP-R&D algemeen	Aardgas Totaal(A)	AARDGAS				
MP10	Scrubber digestie K9103(A)	NIKKEL				
MP13	Electrowinning - srubber(A)	NIKKEL				
MP14	As2O3 - scrubber - natte weg(A)	As2O3				
MP17	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER(A)	NIKKEL				
MP136	Stofkast F508(A)	NIKKEL				

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					
MP137	Kuip B526(A)	NIKKEL				
MP138	Kuip R521/1(A)	NIKKEL				
MP139	Kuip R521/2(A)	NIKKEL				
MP140	Kuip R532(A)	NIKKEL				
MP141	Afzuiging bakken V302(A)	NIKKEL				
MP146	F 509(A)	NIKKEL				
MP55	Scrubber TC3(A)	Co-OXIDEN				
MP58	Oploshal - scrubber - CW2 K213(A)	Co-OXIDEN				
MP60	Oploshal - scrubber - K211 (T201)(A)	Co-OXIDEN				
MP61	Oploshal - scrubber K212 (T 202/203)(A)	Co-OXIDEN				
MP62	Oploshal - scrubber - K214 (T240)(A)	Co-OXIDEN				
MP71	Oploshal - scrubber - K215 (T250)(A)	Co-OXIDEN				
MP65a	Nabehandeling 2 - Stofkast Silo 5000 en silo 2 (A)	Co-OXIDEN				
MP59	Oploshal scrubber - CW1 K101/102(A)	Co-OXALAAT				
MP70	Oxalaat - scrubber(A)	Co-OXALAAT				
MP89	Granulatie Alg Afzuiging(A)	Co-OXALAAT				
MP90	Herding Filter F5000(A)	Co-EF-POEDER				
MP47	Reactiekuipen C204-205-207-208(A)	ZOUTEN (Co)				
MP147	NZ8 Dustmaster(A)	ZOUTEN (Co)				
MP33	Cl2/HCl-scrubber(A)	SLAKKEN				
MP37	Omnibus scrubber K4000(A)	SLAKKEN				
MP29b	Scrubber K7000(A)	SLAKKEN				

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					
MP131	Dryrooms 881(A)	GRD				
MP132	ACC - Ventilator 2(A)	GRD				
MP133	ACC - Ventilator 3(A)	GRD				
MP49	Bemonstering-Ontstopping(A)	Co-bemonstering				
MP50	Reactiekuipen C204-205-207-208(A)	ZOUTEN (Co)				
MP149	Afzuiging V409 en V118(A)	ZOUTEN (Co)				
MP150	Sproeidroger Hydraat(A)	ZOUTEN (Co)				
MP16	Scrubber SxG(A)	SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN				
MP43	TC - C114(A)	ZOUTEN (Co)				
MP95	Nabehandeling 3 - silo gemalen oxide(A)	Co-OXIDEN				
MP 155	V32010 Kelder(A)	Substraten				
MP 157	V61000 Pol West(A)	Substraten				
MP 158	V65000 Pol Oost(A)	Substraten				
MP 160	V75020 SC2 - 4" Wetbench(A)	Substraten				
MP 163	Welders filters Hydrolyse(A)	Substraten				
MP 164	ACC - V18-V19(A)	GRD				
MP87	Granulatie PT 1(A)	Co-EF-POEDER				
MP100	Elino 7(A)	Co-EF-POEDER				
MP165	NiSO4 Filter Inpak(A)	NIKKEL				
MP166	Dislocatie Etsing VER(A)	LIM				
MP167	Etsing WK2 Ge/Kwarts(A)	LIM				
MP169	Scrubber K2100(A)	ZOUTEN (Co)				

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					
MP170	Omnibus scrubber K5000(A)	ZOUTEN (Co)				
MP173	MTF Ontstoffings Ovens(A)	Co-EF-POEDER				
MP174	MTF Blowers transporten(A)	Co-EF-POEDER				
MP151	V26010 Draadzagen(A)	Substraten				
MP152	V23010 Finnsonic(A)	Substraten				
MP153	V64000 Grinders(A)	Substraten				
MP39b	TC - C113(A)	ZOUTEN (Co)				
MP94	Nabehandeling 3 silo droog oxide(A)	Co-OXIDEN				
MP171	Pyrolyse oven(A)	SLAKKEN				
MP175	Kwartsbuis reiniger(A)	LIM				
MP179	V35010 Draadzaag(A)	Substraten				
MP180	V64100 Voorbereiding(A)	Substraten				
MP182	V70020 R&D Wetbench(A)	Substraten				
MP183	V70010 R&D Wetbech(A)	Substraten				
MP184	V75010 SC1(A)	Substraten				
MP185	V83010 - SC2 - 6" Wetbench(A)	Substraten				
MP187	Scrubber oploshal Verso(A)	ZOUTEN (Co)				
MP41	Co1000 K401(A)	ZOUTEN (Co)				
MP42	Co1000 K402(A)	ZOUTEN (Co)				
MP188	Off-gas 723 Piano(A)	GRD				
MP189	SiCl4 Trekkast(A)	LIM				
MP190	Afwasmachine Miele(A)	LIM				

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)						nat	droog
	apparaat (A)							
MP39A	TC - C114(A)	ZOUTEN (Co)			0	20		0.0
MP48	NZ8 KOGELMOLEN(A)	PRIMAIRE GRONDSTOFFEN			192	32		5360
MP74	Co-OXALAATSILO 1(A)	Co-OXALAAT			2285	17	413	
MP75	Co-OXALAATSILO 2(A)	Co-OXALAAT			2285	18		554
MP120	RUTHNER 4(A)	Co-OXIDEN			2110	206		4767
MP11	Scrubber SxG(A)	SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN			0			0.0
MP15	As203 - DROGE WEG(A)	As2O3			5141	29		3544
MP18	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER(A)	NiSO4.6aq (Ni)			7127	35		11200
MP32	NSB - SO2-SCRUBBER (K3000)(A)	SLAKKEN			8664	39		18883
MP53	Co ZOUTEN ALG. AFZUIGING(A)	KOBALTHYDROXIDE			0			0.0
MP97b	NABEHANDELING 4 DROGER HEINEN(A)	Co-OXIDEN			2171	108		3021
MP-CSM algemeen	Aardgas Totaal(A)	AARDGAS			8832			0.0
MP-Wasserij	Droogkasten(A)	AARDGAS			8832			0.0
MP-R&D algemeen	Aardgas Totaal(A)	AARDGAS			8832			0.0
MP10	Scrubber digestie K9103(A)	NIKKEL			8832	23		5059
MP13	Electrowinning - scrubber(A)	NIKKEL			8153	20		13506
MP14	As2O3 - scrubber - natte weg(A)	As2O3			8832	27		1348
MP17	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER(A)	NIKKEL			8832	31		4914
MP136	Stofkast F508(A)	NIKKEL			8832	74		420
MP137	Kuip B526(A)	NIKKEL			8832	67		236
MP138	Kuip R521/1(A)	NIKKEL			8832	57		115
MP139	Kuip R521/2(A)	NIKKEL			8832	66		183
MP140	Kuip R532(A)	NIKKEL			8832	25		143

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)							nat	droog
	apparaat (A)								
MP141	Afzuiging bakken V302(A)		NIKKEL			8832	32		990
MP146	F 509(A)		NIKKEL			8832	27		2000
MP55	Scrubber TC3(A)		Co-OXIDEN			8832	23		9380
MP58	Oploshal - scrubber - CW2 K213(A)		Co-OXIDEN			0	20		0.0
MP60	Oploshal - scrubber - K211 (T201)(A)		Co-OXIDEN			5558	25		8868
MP61	Oploshal - scrubber K212 (T 202/203)(A)		Co-OXIDEN			0	20		0.0
MP62	Oploshal - scrubber - K214 (T240)(A)		Co-OXIDEN			0	20		0.0
MP71	Oploshal - scrubber - K215 (T250)(A)		Co-OXIDEN			0	20		0.0
MP65a	Nabehandeling 2 - Stofkast Silo 5000 en silo 2 (A)		Co-OXIDEN			0	20		0.0
MP59	Oploshal scrubber - CW1 K101/102(A)		Co-OXALAAT			3456	23		20000
MP70	Oxalaat - scrubber(A)		Co-OXALAAT			952	18		3265
MP89	Granulatie Alg Afzuiging(A)		Co-OXALAAT			4098	21		3156
MP90	Herding Filter F5000(A)		Co-EF-POEDER			0	20		0.0
MP47	Reactiekuipen C204-205-207-208(A)		ZOUTEN (Co)			8832	48		17800
MP147	NZ8 Dustmaster(A)		ZOUTEN (Co)			176	22		2210
MP33	Cl2/HCl-scrubber(A)		SLAKKEN			8664	33		386
MP37	Omnibus scrubber K4000(A)		SLAKKEN			8664	33		5392
MP29b	Scrubber K7000(A)		SLAKKEN			8664	32		977
MP131	Dryrooms 881(A)		GRD			5976	25		18200
MP132	ACC - Ventilator 2(A)		GRD			5976	24		22000
MP133	ACC - Ventilator 3(A)		GRD			5976	26		14600
MP49	Bemonstering-Ontstopping(A)		Co-bemonstering			201	31		5482
MP50	Reactiekuipen C204-205-207-208(A)		ZOUTEN (Co)			0	20		0.0

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)							nat	droog
	apparaat (A)								
MP149	Afzuiging V409 en V118(A)		ZOUTEN (Co)			0	20		0.0
MP150	Sproeidroger Hydraat(A)		ZOUTEN (Co)			0	20		0.0
MP16	Scrubber SxG(A)		SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN			8832	18		120
MP43	TC - C114(A)		ZOUTEN (Co)			8832	30	248	
MP95	Nabehandeling 3 - silo gemalen oxide(A)		Co-OXIDEN			0	20		0.0
MP 155	V32010 Kelder(A)		Substraten			8784	20		1630
MP 157	V61000 Pol West(A)		Substraten			7872	25		1910
MP 158	V65000 Pol Oost(A)		Substraten			7872	23		1910
MP 160	V75020 SC2 - 4" Wetbench(A)		Substraten			0	20		0.0
MP 163	Welders filters Hydrolyse(A)		Substraten			8784	42		2210
MP 164	ACC - V18-V19(A)		GRD			5976	29		870
MP87	Granulatie PT 1(A)		Co-EF-POEDER			0	20		0.0
MP100	Elino 7(A)		Co-EF-POEDER			2376	25		1706
MP165	NiSO4 Filter Inpak(A)		NIKKEL			2492	23		3054
MP166	Dislocatie Etsing VER(A)		LIM			366	26		6185
MP167	Etsing WK2 Ge/Kwarts(A)		LIM			366	24		6320
MP169	Scrubber K2100(A)		ZOUTEN (Co)			0	20		0.0
MP170	Omnibus scrubber K5000(A)		ZOUTEN (Co)			5134	34		18500
MP173	MTF Ontstoffings Ovens(A)		Co-EF-POEDER			5490	49		1881
MP174	MTF Blowers transporten(A)		Co-EF-POEDER			1806	23		101
MP151	V26010 Draadzagen(A)		Substraten			3680	23		240
MP152	V23010 Finnsonic(A)		Substraten			0	20		0.0
MP153	V64000 Grinders(A)		Substraten			4780	23		1105

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)							nat	droog
	apparaat (A)								
MP39b	TC - C113(A)		ZOUTEN (Co)			0	23		0.0
MP94	Nabehandeling 3 silo droog oxide(A)		Co-OXIDEN			0	20		0.0
MP171	Pyrolyse oven(A)		SLAKKEN			0	20		0.0
MP175	Kwartsbuis reiniger(A)		LIM			62	25		817
MP179	V35010 Draadzaag(A)		Substraten			0	20		0.0
MP180	V64100 Voorbereiding(A)		Substraten			5440	31		1740
MP182	V70020 R&D Wetbench(A)		Substraten			1984	23		118
MP183	V70010 R&D Wetbech(A)		Substraten			1984	26		480
MP184	V75010 SC1(A)		Substraten			7872	25		3890
MP185	V83010 - SC2 - 6" Wetbench(A)		Substraten			7872	24		2564
MP187	Scrubber oploshal Verso(A)		ZOUTEN (Co)			8832	35		16567
MP41	Co1000 K401(A)		ZOUTEN (Co)			8832	33		150
MP42	Co1000 K402(A)		ZOUTEN (Co)			8832	32		440
MP188	Off-gas 723 Piano(A)		GRD			6600	34		540
MP189	SiCl4 Trekkast(A)		LIM			366	21		599
MP190	Afwasmachine Miele(A)		LIM			732	42		1248
MP191	Voorloog Reactor Scrabs(A)		LIM			1080	32		84
MP192	Maalmolen Speiss(A)		NIKKEL			954	32		2814
MP193	Hygiëneafzuiging Speiss(A)		NIKKEL			1881	26		6909
MP194	Bari afzuiging(A)		Co-OXIDEN			0	20		0.0
MP195	Reactoren ontkopering(A)		NIKKEL			8832	105		1212
MP207	ALPINEMOLEN(A)		Co-EF-POEDER			1076	45		900
MP206	Scrubber digestie K9103(A)		NIKKEL			8832	23		169

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard- voorwaarden	
	installatie (I)						nat	droog
	apparaat (A)							
MP197	Dryrooms 881(A)	GRD			8424	25		10084

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

6.A.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP39A	TC - C114(A)	ZOUTEN (Co)	kobalt	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP39A	TC - C114(A)	ZOUTEN (Co)	nikkel	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP39A	TC - C114(A)	ZOUTEN (Co)	totaal stof	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP48	NZ8 KOGELMOLEN (A)	PRIMAIRE GRONDSTOFFEN	kobalt	Tauw	1		0.014		0.000075	0.000014	internationaal aanvaarde meetnorm	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP48	NZ8 KOGELMOLEN (A)	PRIMAIRE GRONDSTOFFEN	totaal stof	Tauw	1		1		0.00536	0.001029	internationaal aanvaarde meetnorm	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP74	Co-OXALAATSILO 1 (A)	Co-OXALAAT	totaal stof	Tauw	1	0.07			0.000029	0.000066	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP74	Co-OXALAATSILO 1 (A)	Co-OXALAAT	kobalt	Tauw	1	0.031			0.000013	0.000029	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP75	Co-OXALAATSILO 2 (A)	Co-OXALAAT	totaal stof	Tauw	1		0.139		0.000077	0.000176	internationaal aanvaarde meetnorm	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP75	Co-OXALAATSILO 2 (A)	Co-OXALAAT	kobalt	Tauw	1		0.002		0.000001	0.0000025	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP120	RUTHNER 4(A)	Co-OXIDEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	3		2.217		0.010568	0.022291	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP120	RUTHNER 4(A)	Co-OXIDEN	PCDD/F	SGS	2		3.85		0.018353	0.038725	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	labo SGS
MP120	RUTHNER 4(A)	Co-OXIDEN	lood	Tauw	3		0.015		0.000072	0.000154	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP120	RUTHNER 4(A)	Co-OXIDEN	kobalt	Tauw	3		1.572		0.007494	0.015808	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP120	RUTHNER 4(A)	Co-OXIDEN	cadmium	Tauw	3		0.004		0.000019	0.00004	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP120	RUTHNER 4(A)	Co-OXIDEN	totaal stof	Tauw	3		4.067		0.019387	0.040895	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP11	Scrubber SxG(A)	SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN	totaal stof	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP11	Scrubber SxG(A)	SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN	arseen	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP11	Scrubber SxG(A)	SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN	koper	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP11	Scrubber SxG(A)	SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN	nikkel	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP15	As203 - DROGE WEG (A)	As2O3	arseen	Tauw	3		0.003		0.000011	0.000058	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP15	As203 - DROGE WEG (A)	As2O3	totaal stof	Tauw	3		0.759		0.00269	0.013821	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)					nat	droog					
MP32	NSB - SO2- SCRUBBER (K3000) (A)	SLAKKEN	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	Tauw	7		3.2		0.060426	0.523537	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP32	NSB - SO2- SCRUBBER (K3000) (A)	SLAKKEN	totaal stof	Tauw	7		2.033		0.038389	0.332664	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP32	NSB - SO2- SCRUBBER (K3000) (A)	SLAKKEN	PCDD/F	SGS	2		3.45		0.065146	0.564425	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	labo SGS
MP32	NSB - SO2- SCRUBBER (K3000) (A)	SLAKKEN	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw
MP32	NSB - SO2- SCRUBBER (K3000) (A)	SLAKKEN	F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	Tauw	7		0.028		0.000529	0.004635	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP32	NSB - SO2- SCRUBBER (K3000) (A)	SLAKKEN	lood	Tauw	7		0.003		0.000057	0.000409	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP32	NSB - SO2- SCRUBBER (K3000) (A)	SLAKKEN	arsen	Tauw	6		0.003		0.000057	0.000409	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP32	NSB - SO2- SCRUBBER (K3000) (A)	SLAKKEN	nikkel	Tauw	6		0.003		0.000057	0.000409	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP32	NSB - SO2- SCRUBBER (K3000) (A)	SLAKKEN	kobalt	Tauw	6		0.003		0.000057	0.000409	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP32	NSB - SO2- SCRUBBER (K3000) (A)	SLAKKEN	cadmium	Tauw	6		0.005		0.000094	0.00075	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP32	NSB - SO2- SCRUBBER (K3000) (A)	SLAKKEN	koper	Tauw	6		0.003		0.000057	0.000409	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP53	Co ZOUTEN ALG. AFZUIGING(A)	KOBALTHYDROXIDE	kobalt	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP53	Co ZOUTEN ALG. AFZUIGING(A)	KOBALTHYDROXIDE	totaal stof	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP53	Co ZOUTEN ALG. AFZUIGING(A)	KOBALTHYDROXIDE	nikkel	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)											
MP97b	NABEHANDELING 4 DROGER HEINEN(A)	Co-OXIDEN	kobalt	Tauw	2		0.002		0.000006	0.0000143	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP97b	NABEHANDELING 4 DROGER HEINEN(A)	Co-OXIDEN	totaal stof	Tauw	2		0.162		0.000489	0.001062	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP-CSM algemeen	Aardgas Totaal(A)	AARDGAS	koolstofmonoxide				0.0			1.305	overige berekeningsm ethode	
MP-CSM algemeen	Aardgas Totaal(A)	AARDGAS	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)				0.0			1.566	overige berekeningsm ethode	
MP-CSM algemeen	Aardgas Totaal(A)	AARDGAS	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)				0.0			0.0087	overige berekeningsm ethode	
MP-Wasserij	Droogkasten(A)	AARDGAS	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)				0.0			0.0005	overige berekeningsm ethode	
MP-Wasserij	Droogkasten(A)	AARDGAS	koolstofmonoxide				0.0			0.073	overige berekeningsm ethode	
MP-Wasserij	Droogkasten(A)	AARDGAS	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)				0.0			0.088	overige berekeningsm ethode	
MP-R&D algemeen	Aardgas Totaal(A)	AARDGAS	koolstofmonoxide				0.0			0.01	overige berekeningsm ethode	
MP-R&D algemeen	Aardgas Totaal(A)	AARDGAS	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)				0.0			0.0005	overige berekeningsm ethode	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP13	Electrowinning - srubber(A)	NIKKEL	arseen	Tauw	2		0.009		0.000122	0.001013	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP13	Electrowinning - srubber(A)	NIKKEL	totaal stof	Tauw	2		1.479		0.019975	0.162815	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP13	Electrowinning - srubber(A)	NIKKEL	nikkel	Tauw	2		0.065		0.000878	0.007124	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP13	Electrowinning - srubber(A)	NIKKEL	koper	Tauw	2		0.019		0.000257	0.00212	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP13	Electrowinning - srubber(A)	NIKKEL	kobalt	Tauw	2		0.003		0.000041	0.000275	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP13	Electrowinning - srubber(A)	NIKKEL	lood	Tauw	2		0.004		0.000054	0.000413	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP14	As2O3 - scrubber - natte weg(A)	As2O3	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	eigen erkend labo	1		14.291		0.019264	0.17037	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP17	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER(A)	NIKKEL	totaal stof	Tauw	2		1.598		0.007853	0.069327	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP17	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER(A)	NIKKEL	koper	Tauw	2		0.002		0.00001	0.000099	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP17	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER(A)	NIKKEL	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	2		2.174		0.010683	0.094352	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP17	NiSO4 - SCRUBBER - DROGER(A)	NIKKEL	nikkel	Tauw	2		0.216		0.001061	0.009365	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP136	Stofkast F508(A)	NIKKEL	nikkel	Tauw	1		0.003		0.000001	0.000009	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP136	Stofkast F508(A)	NIKKEL	totaal stof	Tauw	1		1.4		0.000588	0.005193	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP137	Kuip B526(A)	NIKKEL	totaal stof	eigen erkend labo	1		0.445		0.000105	0.000927	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP137	Kuip B526(A)	NIKKEL	nikkel	eigen erkend labo	1		0.006		0.000001	0.000012	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP138	Kuip R521/1(A)	NIKKEL	totaal stof	eigen erkend labo	1		0.000825		0	0.000825	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP138	Kuip R521/1(A)	NIKKEL	nikkel	eigen erkend labo	1		0.007		0.000001	0.000007	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP139	Kuip R521/2(A)	NIKKEL	nikkel	eigen erkend labo	1		0.025		0.000005	0.00004	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP139	Kuip R521/2(A)	NIKKEL	totaal stof	eigen erkend labo	1		6.021		0.001102	0.009732	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP140	Kuip R532(A)	NIKKEL	nikkel	eigen erkend labo	1		0.184		0.000026	0.000233	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP140	Kuip R532(A)	NIKKEL	totaal stof	eigen enkend labo	1		8.598		0.00123	0.010859	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)					nat	droog					
MP141	Afzuiging bakken V302 (A)	NIKKEL	totaal stof	Tauw	1		0.6		0.000594	0.005246	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP141	Afzuiging bakken V302 (A)	NIKKEL	nikkel	Tauw	1		0.003		0.000003	0.000022	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP146	F 509(A)	NIKKEL	nikkel	Tauw	1		0.003		0.000006	0.000044	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP146	F 509(A)	NIKKEL	totaal stof	Tauw	1		2.3		0.0046	0.040627	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP55	Scrubber TC3(A)	Co-OXIDEN	totaal stof	Tauw	2		0.25		0.002345	0.020711	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP55	Scrubber TC3(A)	Co-OXIDEN	arseen	Tauw	2		0.003		0.000028	0.000207	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP55	Scrubber TC3(A)	Co-OXIDEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	2		0.25		0.002345	0.020711	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP55	Scrubber TC3(A)	Co-OXIDEN	kobalt	Tauw	2		0.003		0.000028	0.000207	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP55	Scrubber TC3(A)	Co-OXIDEN	nikkel	Tauw	2		0.003		0.000028	0.000207	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP55	Scrubber TC3(A)	Co-OXIDEN	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	Tauw	2		2.5		0.02345	0.20711	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP58	Oploshal - scrubber - CW2 K213(A)	Co-OXIDEN	kobalt	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP58	Oploshal - scrubber - CW2 K213(A)	Co-OXIDEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP58	Oploshal - scrubber - CW2 K213(A)	Co-OXIDEN	totaal stof	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP60	Oploshal - scrubber - K211 (T201)(A)	Co-OXIDEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	eigen erkend labo	1		2.5		0.02217	0.123221	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP60	Oploshal - scrubber - K211 (T201)(A)	Co-OXIDEN	kobalt	eigen erkend labo	1		0.001		0.000009	0.000059	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP60	Oploshal - scrubber - K211 (T201)(A)	Co-OXIDEN	totaal stof	eigen erkend labo	1		0.57		0.005055	0.028109	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP61	Oploshal - scrubber K212 (T 202/203)(A)	Co-OXIDEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP61	Oploshal - scrubber K212 (T 202/203)(A)	Co-OXIDEN	kobalt	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP62	Oploshal - scrubber - K214 (T240)(A)	Co-OXIDEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP71	Oploshal - scrubber - K215 (T250)(A)	Co-OXIDEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP65a	Nabehandeling 2 - Stofkast Silo 5000 en silo 2(A)	Co-OXIDEN	kobalt	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP65a	Nabehandeling 2 - Stofkast Silo 5000 en silo 2(A)	Co-OXIDEN	totaal stof	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP59	Oploshal scrubber - CW1 K101/102(A)	Co-OXALAAT	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	1		0.25		0.005	0.01728	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP59	Oploshal scrubber - CW1 K101/102(A)	Co-OXALAAT	kobalt	Tauw	1		0.003		0.00006	0.000173	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP59	Oploshal scrubber - CW1 K101/102(A)	Co-OXALAAT	totaal stof	Tauw	1		0.25		0.005	0.01728	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP70	Oxalaat - scrubber(A)	Co-OXALAAT	kobalt	eigen erkend labo	1		0.01		0.000033	0.000032	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP70	Oxalaat - scrubber(A)	Co-OXALAAT	totaal stof	eigen erkend labo	1		0.085		0.000278	0.000264	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP89	Granulatie Alg Afzuiging(A)	Co-OXALAAT	kobalt	eigen erkend labo	1		0.002		0.000006	0.000025	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP89	Granulatie Alg Afzuiging(A)	Co-OXALAAT	totaal stof	eigen erkend labo	1		0.077		0.000243	0.000996	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP90	Herding Filter F5000 (A)	Co-EF-POEDER	totaal stof	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP90	Herding Filter F5000 (A)	Co-EF-POEDER	kobalt	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP47	Reactiekuipen C204-205-207-208(A)	ZOUTEN (Co)	nikkel	Tauw	3		0.003		0.000053	0.000393	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP47	Reactiekuipen C204-205-207-208(A)	ZOUTEN (Co)	totaal stof				1.333		0.023727	0.209613	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP47	Reactiekuipen C204-205-207-208(A)	ZOUTEN (Co)	kobalt	Tauw	3		0.003		0.000053	0.000393	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP47	Reactiekuipen C204-205-207-208(A)	ZOUTEN (Co)	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	3		0.25		0.00445	0.039302	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)					nat	droog					
MP147	NZ8 Dustmaster(A)	ZOUTEN (Co)	nikkel	Tauw	1		0.003		0.000007	0.000001	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP147	NZ8 Dustmaster(A)	ZOUTEN (Co)	kobalt	Tauw	1		0.003		0.000007	0.000001	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP147	NZ8 Dustmaster(A)	ZOUTEN (Co)	totaal stof	Tauw	1		0.25		0.000553	0.000097	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP33	Cl2/HCl-scrubber(A)	SLAKKEN	totaal stof	Tauw	9		11.661		0.004501	0.038953	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP33	Cl2/HCl-scrubber(A)	SLAKKEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	9		0.339		0.000131	0.001132	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP33	Cl2/HCl-scrubber(A)	SLAKKEN	koper	Tauw	9		0.003		0.000001	0.000008	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP33	Cl2/HCl-scrubber(A)	SLAKKEN	arseen	Tauw	9		0.003		0.000001	0.000008	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP33	Cl2/HCl-scrubber(A)	SLAKKEN	nikkel	Tauw	9		0.003		0.000001	0.000008	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP33	Cl2/HCl-scrubber(A)	SLAKKEN	kobalt	Tauw	9		0.003		0.000001	0.000008	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP33	Cl2/HCl-scrubber(A)	SLAKKEN	lood	Tauw	9		0.003		0.000001	0.000008	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP33	Cl2/HCl-scrubber(A)	SLAKKEN	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	Tauw	9		2.929		0.001131	0.009783	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP33	Cl2/HCl-scrubber(A)	SLAKKEN	F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	Tauw	9		0.026		0.000001	0.000088	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP33	Cl2/HCl-scrubber(A)	SLAKKEN	cadmium	Tauw	9		0.003		0.000001	0.000008	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP37	Omnibus scrubber K4000(A)	SLAKKEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	9		0.344		0.001855	0.016092	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)					nat	droog					
MP37	Omnibus scrubber K4000(A)	SLAKKEN	lood	Tauw	10		0.003		0.000016	0.000117	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP37	Omnibus scrubber K4000(A)	SLAKKEN	totaal stof	Tauw	10		1.217		0.006562	0.056840	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP37	Omnibus scrubber K4000(A)	SLAKKEN	arsen	Tauw	10		0.003		0.000016	0.000117	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP37	Omnibus scrubber K4000(A)	SLAKKEN	nikkel	Tauw	10		0.003		0.000016	0.000117	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP37	Omnibus scrubber K4000(A)	SLAKKEN	kobalt	Tauw	10		0.003			0.000117	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP37	Omnibus scrubber K4000(A)	SLAKKEN	F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	Tauw	10		0.031		0.000167	0.001468	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP37	Omnibus scrubber K4000(A)	SLAKKEN	cadmium	Tauw	10		0.003		0.000016	0.000117	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP37	Omnibus scrubber K4000(A)	SLAKKEN	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	Tauw	10		2.571		0.013863	0.120133	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP29b	Scrubber K7000(A)	SLAKKEN	totaal stof	Tauw	8		1.2		0.001172	0.010159	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP29b	Scrubber K7000(A)	SLAKKEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	8		0.414		0.000404	0.003507	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP29b	Scrubber K7000(A)	SLAKKEN	arseen	Tauw	8		0.042		0.000041	0.000359	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP29b	Scrubber K7000(A)	SLAKKEN	nikkel	Tauw	8		0.003		0.000003	0.000021	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP29b	Scrubber K7000(A)	SLAKKEN	kobalt	Tauw	8		0.003		0.000003	0.000021	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP29b	Scrubber K7000(A)	SLAKKEN	lood	Tauw	8		0.003		0.000003	0.000021	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP29b	Scrubber K7000(A)	SLAKKEN	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	Tauw	8		2.1		0.002052	0.017779	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP29b	Scrubber K7000(A)	SLAKKEN	F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	Tauw	8		0.025		0.000024	0.000212	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP29b	Scrubber K7000(A)	SLAKKEN	cadmium	Tauw	8		0.003		0.000003	0.000021	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP131	Dryrooms 881(A)	GRD	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	Tauw	1		2.5		0.0455	0.271908	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP131	Dryrooms 881(A)	GRD	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	Tauw	1		1		0.0182	0.108763	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw
MP131	Dryrooms 881(A)	GRD	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)				0.25		0.00455	0.027191	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP132	ACC - Ventilator 2(A)	GRD	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	Tauw	1		2.5		0.055	0.32868	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP132	ACC - Ventilator 2(A)	GRD	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	Tauw	1		1		0.022	0.131472	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw
MP132	ACC - Ventilator 2(A)	GRD	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	1		0.25		0.0055	0.032868	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP133	ACC - Ventilator 3(A)	GRD	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	Tauw	1		1		0.0146	0.08725	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw
MP133	ACC - Ventilator 3(A)	GRD	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	Tauw	1		2.5		0.0365	0.218124	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP133	ACC - Ventilator 3(A)	GRD	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	1		0.25		0.00365	0.021812	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP49	Bemonstering- Ontstoffing(A)	Co-bemonstering	kobalt	eigen erkend labo	1		0.002		0.000011	0.000002	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP49	Bemonstering- Ontstoffing(A)	Co-bemonstering	totaal stof	eigen erkend labo	1		0.067		0.000367	0.000074	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP50	Reactiekuipen C204-205-207-208(A)	ZOUTEN (Co)	totaal stof	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP50	Reactiekuipen C204-205-207-208(A)	ZOUTEN (Co)	kobalt	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP50	Reactiekuipen C204-205-207-208(A)	ZOUTEN (Co)	nikkel	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP149	Afzuiging V409 en V118(A)	ZOUTEN (Co)	nikkel	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP149	Afzuiging V409 en V118(A)	ZOUTEN (Co)	totaal stof	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP149	Afzuiging V409 en V118(A)	ZOUTEN (Co)	kobalt	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP150	Sproeidroger Hydraat (A)	ZOUTEN (Co)	kobalt	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP150	Sproeidroger Hydraat (A)	ZOUTEN (Co)	totaal stof	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP16	Scrubber SxG(A)	SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	1		0.7		0.000084	0.000742	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP43	TC - C114(A)	ZOUTEN (Co)	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	eigen erkend labo	1	0.811			0.000201	0.001776	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP95	Nabehandeling 3 - silo gemalen oxide(A)	Co-OXIDEN	totaal stof	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP95	Nabehandeling 3 - silo gemalen oxide(A)	Co-OXIDEN	kobalt	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP 155	V32010 Kelder(A)	Substraten	niet eerder genoemde NMVOS	Tauw	1		0.5		0.000815	0.007159	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP 155	V32010 Kelder(A)	Substraten	F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	Tauw	1		0.055		0.00009	0.000787	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP 157	V61000 Pol West(A)	Substraten	niet eerder genoemde NMVOS	Tauw	1		2		0.00382	0.030071	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP 158	V65000 Pol Oost(A)	Substraten	niet eerder genoemde NMVOS	Tauw	1		4		0.00764	0.060142	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP 160	V75020 SC2 - 4" Wetbench(A)	Substraten	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP 163	Welders filters Hydrolyse(A)	Substraten	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	6		0.783		0.00173	0.015207	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP 163	Welders filters Hydrolyse(A)	Substraten	totaal stof	Tauw	1		2.467		0.005452	0.047885	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP 164	ACC - V18-V19(A)	GRD	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	Tauw	1		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP 164	ACC - V18-V19(A)	GRD	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	1		0.25		0.000218	0.001300	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)					nat	droog					
MP 164	ACC - V18-V19(A)	GRD	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	Tauw	1		1		0.00087	0.005199	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw
MP87	Granulatie PT 1(A)	Co-EF-POEDER	kobalt	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP87	Granulatie PT 1(A)	Co-EF-POEDER	totaal stof	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP100	Elino 7(A)	Co-EF-POEDER	totaal stof	eigen erkend labo	1		0.079		0.000135	0.000319	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP100	Elino 7(A)	Co-EF-POEDER	kobalt	eigen erkend labo	1		0.002		0.000003	0.000008	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP165	NiSO4 Filter Inpak(A)	NIKKEL	nikkel	eigen erkend labo	1		0.002		0.000006	0.000017	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP165	NiSO4 Filter Inpak(A)	NIKKEL	totaal stof	eigen erkend labo	1		0.089		0.000272	0.000675	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP166	Dislocatie Etsing VER (A)	LIM	niet eerder genoemde NMVOS	Tauw	1		2.25		0.013916	0.005093	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP166	Dislocatie Etsing VER (A)	LIM	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	Tauw	2		4		0.02474	0.009055	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw
MP166	Dislocatie Etsing VER (A)	LIM	F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	Tauw	2		0.11		0.00068	0.000249	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP167	Etsing WK2 Ge/Kwarts (A)	LIM	niet eerder genoemde NMVOS	Tauw	1		0.5		0.00316	0.001157	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP169	Scrubber K2100(A)	ZOUTEN (Co)	totaal stof	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP169	Scrubber K2100(A)	ZOUTEN (Co)	kobalt	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP170	Omnibus scrubber K5000(A)	ZOUTEN (Co)	kobalt	Tauw	1		0.003		0.000056	0.000237	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP170	Omnibus scrubber K5000(A)	ZOUTEN (Co)	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	1		0.25		0.004625	0.023745	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP170	Omnibus scrubber K5000(A)	ZOUTEN (Co)	totaal stof	Tauw	1		0.25		0.004625	0.023745	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP170	Omnibus scrubber K5000(A)	ZOUTEN (Co)	nikkel	Tauw	1		0.003		0.000056	0.000237	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP173	MTF Ontstoffings Ovens(A)	Co-EF-POEDER	totaal stof	eigen erkend labo	1		0.085		0.00016	0.000875	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP173	MTF Ontstoffings Ovens(A)	Co-EF-POEDER	kobalt	eigen erkend labo	1		0.002		0.000004	0.000022	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP174	MTF Blowers transporten(A)	Co-EF-POEDER	kobalt	eigen erkend labo	1		0.004		0	0.000001	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP174	MTF Blowers transporten(A)	Co-EF-POEDER	totaal stof	eigen erkend labo	1		0.142		0.000014	0.000026	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP151	V26010 Draadzagen (A)	Substraten	niet eerder genoemde NMVOS	Tauw	1		4		0.00096	0.003533	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP152	V23010 Finnsonic(A)	Substraten	niet eerder genoemde NMVOS	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP153	V64000 Grinders(A)	Substraten	totaal stof	eigen erkend labo	1		0.05		0.000055	0.000264	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP39b	TC - C113(A)	ZOUTEN (Co)	totaal stof	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP39b	TC - C113(A)	ZOUTEN (Co)	nikkel	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP39b	TC - C113(A)	ZOUTEN (Co)	kobalt	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP94	Nabehandeling 3 silo droog oxide(A)	Co-OXIDEN	totaal stof	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP94	Nabehandeling 3 silo droog oxide(A)	Co-OXIDEN	kobalt	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP171	Pyrolyse oven(A)	SLAKKEN	totaal stof	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP171	Pyrolyse oven(A)	SLAKKEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP171	Pyrolyse oven(A)	SLAKKEN	F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP171	Pyrolyse oven(A)	SLAKKEN	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	eigen erkend labo	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw
MP175	Kwartsbuis reiniger(A)	LIM	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	11		0.318		0.00026	0.000016	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP175	Kwartsbuis reiniger(A)	LIM	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	Tauw	11		1.2		0.00098	0.000061	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP175	Kwartsbuis reiniger(A)	LIM	totaal stof	Tauw	11		1.491		0.001218	0.000076	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP175	Kwartsbuis reiniger(A)	LIM	F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	Tauw	11		1.197		0.000978	0.000061	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP179	V35010 Draadzaag(A)	Substraten	niet eerder genoemde NMVOS	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP180	V64100 Voorbereiding (A)	Substraten	niet eerder genoemde NMVOS	Tauw	1		6		0.01044	0.056794	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP182	V70020 R&D Wetbench(A)	Substraten	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	eigen erkend labo	1		0.1		0.000012	0.000023	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP183	V70010 R&D Wetbech (A)	Substraten	F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	Tauw	1		0.025		0.000012	0.000024	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP184	V75010 SC1(A)	Substraten	niet eerder genoemde NMVOS	Tauw	1		3		0.01167	0.091866	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP185	V83010 - SC2 - 6" Wetbench(A)	Substraten	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	eigen erkend labo	1		0.1		0.000256	0.002018	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP187	Scrubber oploshal Verso(A)	ZOUTEN (Co)	kobalt	Tauw	6		0.003		0.00005	0.000366	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP187	Scrubber oploshal Verso(A)	ZOUTEN (Co)	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	6		1.625		0.026921	0.237765	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP187	Scrubber oploshal Verso(A)	ZOUTEN (Co)	totaal stof	Tauw	6		1.358		0.022498	0.198747	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP187	Scrubber oploshal Verso(A)	ZOUTEN (Co)	nikkel	Tauw	6		0.003		0.00005	0.000366	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP41	Co1000 K401(A)	ZOUTEN (Co)	niet eerder genoemde NMVOS	Tauw	1		333		0.04995	0.441158	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP42	Co1000 K402(A)	ZOUTEN (Co)	niet eerder genoemde NMVOS	Tauw	1		640		0.2816	2.487091	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP188	Off-gas 723 Piano(A)	GRD	niet eerder genoemde NMVOS	Tauw	3		27.67		0.014942	0.098617	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP189	SiCl4 Trekkast(A)	LIM	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	Tauw	3		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw
MP189	SiCl4 Trekkast(A)	LIM	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	3		20.453		0.012251	0.004487	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP190	Afwasmachine Miele (A)	LIM	F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	Tauw	3		0.438		0.000547	0.0004	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP191	Voorloog Reactor Scrabs(A)	LIM	totaal stof	Tauw	2		0.9		0.000076	0.000081	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP191	Voorloog Reactor Scrabs(A)	LIM	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	2		6.225		0.000523	0.000561	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP191	Voorloog Reactor Scrabs(A)	LIM	arsen	Tauw	2		0.003		0	0.0000002	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)					nat	droog					
MP191	Voorloog Reactor Scrabs(A)	LIM	nikkel	Tauw	2		0.003		0	0.0000002	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP191	Voorloog Reactor Scrabs(A)	LIM	kobalt	Tauw	2		0.003		0	0.0000002	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP191	Voorloog Reactor Scrabs(A)	LIM	lood	Tauw	2		0.003		0	0.0000002	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP191	Voorloog Reactor Scrabs(A)	LIM	zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	Tauw	2		2.5		0.00021	0.000225	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP191	Voorloog Reactor Scrabs(A)	LIM	F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	Tauw	2		0.138		0.000012	0.000012	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP192	Maalmolen Speiss(A)	NIKKEL	koper	Tauw	4		0.002		0.000006	0.000004	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP192	Maalmolen Speiss(A)	NIKKEL	nikkel	Tauw	4		0.002		0.000006	0.000004	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP192	Maalmolen Speiss(A)	NIKKEL	arseen	Tauw	4		0.002		0.000006	0.000004	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP192	Maalmolen Speiss(A)	NIKKEL	totaal stof	Tauw	4		0.138		0.000388	0.000371	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP192	Maalmolen Speiss(A)	NIKKEL	cadmium	Tauw	4		0.003		0.000008	0.000007	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	
MP193	Hygiëneafzuiging Speiss(A)	NIKKEL	koper	Tauw	4		0.002		0.000014	0.000027	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP193	Hygiëneafzuiging Speiss(A)	NIKKEL	totaal stof	Tauw	4		0.157		0.001085	0.002040	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP193	Hygiëneafzuiging Speiss(A)	NIKKEL	arseen	Tauw	4		0.002		0.000014	0.000027	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP193	Hygiëneafzuiging Speiss(A)	NIKKEL	kobalt	Tauw	1		0.003		0.000021	0.000032	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP193	Hygiëneafzuiging Speiss(A)	NIKKEL	nikkel	Tauw	4		0.003		0.000021	0.000041	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP193	Hygiëneafzuiging Speiss(A)	NIKKEL	lood	Tauw	1		0.003		0.000021	0.000032	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	uitgevoerd door erkend labo Tauw
MP194	Bari afzuiging(A)	Co-OXIDEN	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP194	Bari afzuiging(A)	Co-OXIDEN	mangaan	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP194	Bari afzuiging(A)	Co-OXIDEN	kobalt	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP194	Bari afzuiging(A)	Co-OXIDEN	nikkel	Tauw	0		0.0			0	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP195	Reactoren ontkopering (A)	NIKKEL	nikkel	eigen erkend labo	3		0.012		0.000015	0.000132	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP195	Reactoren ontkopering (A)	NIKKEL	totaal stof	eigen erkend labo	3		1.143		0.001385	0.012233	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP207	ALPINEMOLEN(A)	Co-EF-POEDER	totaal stof	eigen erkend labo	1		1.80		0.00162	0.001743	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP207	ALPINEMOLEN(A)	Co-EF-POEDER	kobalt	eigen erkend labo	1		0.003		0.000003	0.0000024	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP206	Scrubber digestie K9103(A)	NIKKEL	totaal stof	eigen erkend labo	5		1.147		0.000194	0.001713	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP206	Scrubber digestie K9103(A)	NIKKEL	nikkel	eigen erkend labo	5		0.045		0.000008	0.000068	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP197	Dryrooms 881(A)	GRD	totaal stof	Tauw	9		0.611		0.006161	0.051915	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP197	Dryrooms 881(A)	GRD	nikkel	Tauw	9		0.003		0.00003	0.000212	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP197	Dryrooms 881(A)	GRD	kobalt	Tauw	9		0.003		0.00003	0.000212	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw
MP197	Dryrooms 881(A)	GRD	Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	Tauw	9		0.3		0.003025	0.025485	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	eigen erkend labo of door extern labo Tauw

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.A.2.2. Niet-geleide emissies

6.A.2.2.1. Lekverliezen

benaming emissiepunt	benaming activiteit		emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings-methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)								
	apparaat (A)								

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.A.2.2.2. Andere niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit		emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)									
	apparaat (A)									

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.A.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

6.A.2.4. Overzicht emissies naar de lucht

Geef per geëmitteerde verontreinigende stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (ton/jaar) door de productie-eenheid.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
arseen	0.0022942	0	0	0.0022942
cadmium	0.000943	0	0	0.000943
kobalt	0.0186284	0	0	0.0186284
koper	0.002805	0	0	0.002805
lood	0.0013122	0	0	0.0013122
mangaan	0	0	0	0
nikkel	0.0194792	0	0	0.0194792
totaal stof	1.539289	0	0	1.539289
koolstofmonoxide	1.388	0	0	1.388
zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	1.877349	0	0	1.877349
Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	0.775149	0	0	0.775149
F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	0.007936	0	0	0.007936
stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	2.007800	0	0	2.007800
PCDD/F	0.603150	0	0	0.603150
niet eerder genoemde NMVOS	3.282681	0	0	3.282681

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

6.B. Productie van energie

6.B.1. Verbruiksgegevens

benaming brandstof	benaming activiteit	brandstof			verbruik
	installatie (I)	aard en/of samenstelling	S-gehalte	asgehalte	
	apparaat (A)				
AARDGAS	AGOS (A)				556 GJ
AARDGAS	Recuperatieketel 20b D2000 (A)				118407.61 GJ
AARDGAS	Recuperatieketel 20b D1000 (A)				130240.25 GJ
AARDGAS	Back-up ketel 10b D5000 (A)				26014.93 GJ
AARDGAS	Back - up ketel 20b D4000 (A)				62404.33 GJ

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

6.B.2. Emissies naar de lucht

6.B.2.1. Geleide emissies

6.B.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					
MP902	Recuperatieketel 20b D2000(A)	AARDGAS				
MP903	Recuperatieketel 20b D1000(A)	AARDGAS				
MP904	Back-up ketel 10b D5000(A)	AARDGAS				
MP905	Back - up ketel 20b D4000(A)	AARDGAS				
CO2 Uitstoot	AGOS(A), Recuperatieketel 20b D2000(A), Recuperatieketel 20b D1000(A), Back-up ketel 10b D5000 (A), Back - up ketel 20b D4000(A)	AARDGAS, AARDGAS, AARDGAS, AARDGAS, AARDGAS				

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)						nat	droog
	apparaat (A)							
MP902	Recuperatieketel 20b D2000(A)	AARDGAS			8760	178		32000
MP903	Recuperatieketel 20b D1000(A)	AARDGAS			8730			31000
MP904	Back-up ketel 10b D5000(A)	AARDGAS			8760	80		57600
MP905	Back - up ketel 20b D4000(A)	AARDGAS			8760	58		31900
CO2 Uitstoot	AGOS(A), Recuperatieketel 20b D2000(A), Recuperatieketel 20b D1000(A), Back-up ketel 10b D5000 (A), Back - up ketel 20b D4000(A)	AARDGAS, AARDGAS, AARDGAS, AARDGAS, AARDGAS			8760			0.0

6.B.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)											
MP902	Recuperatieketel 20b D2000(A)	AARDGAS	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	Tauw	4		0.0			26.48	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw
MP902	Recuperatieketel 20b D2000(A)	AARDGAS	koolstofmonoxide	Tauw	4		0.0			1.868	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	extern labo Tauw
MP903	Recuperatieketel 20b D1000(A)	AARDGAS	koolstofmonoxide	Tauw	2		0.0			3.936	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	extern labo Tauw
MP903	Recuperatieketel 20b D1000(A)	AARDGAS	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	Tauw	2		0.0			24.142	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw
MP904	Back-up ketel 10b D5000(A)	AARDGAS	koolstofmonoxide	Tauw	4		0.0			0.08	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	extern labo Tauw
MP904	Back-up ketel 10b D5000(A)	AARDGAS	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	Tauw	4		0.0			0.716	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw
MP905	Back - up ketel 20b D4000(A)	AARDGAS	koolstofmonoxide	Tauw	4		0.0			0.015	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	extern labo Tauw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
MP905	Back - up ketel 20b D4000(A)	AARDGAS	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	Tauw	4		0.0			0.771	nationaal of regionaal wettelijk verplichte meetmethode	door extern labo Tauw
CO2 Uitstoot	AGOS(A), Recuperatieketel 20b D2000(A), Recuperatieketel 20b D1000(A), Back-up ketel 10b D5000(A), Back - up ketel 20b D4000(A)	AARDGAS, AARDGAS, AARDGAS, AARDGAS, AARDGAS	koolstofdioxide				0.0			63339.468	overige berekeningsm ethode	

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.B.2.2. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings-methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.B.2.3. Overzicht emissies naar de lucht

Geef per geëmitteerde verontreinigende stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (ton/jaar) door de productie van energie.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
koolstofmonoxide	5.899	0	5.899
koolstofdioxide	63339.468	0	63339.468
stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	52.109	0	52.109

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.C. Opslag en overslag

6.C.1. Opslagverliezen

6.C.1.1. Doorzetgegevens

U moet onderstaande tabellen voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming stof	benaming activiteit		aard en/of samenstelling stof	doorzet
	installatie (I)			
	apparaat (A)			

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.C.1.2. Emissies naar de lucht

6.C.1.2.1. Geleide emissies

6.C.1.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)							nat	droog
	apparaat (A)								

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

6.C.1.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)					nat	droog					

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.C.1.2.2. Niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.C.1.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.C.2. Overslagverliezen

6.C.2.1. Doorzetgegevens

U moet onderstaande tabellen voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming stof	benaming activiteit		aard en/of samenstelling stof	doorzet
	installatie (I)			
	apparaat (A)			

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.C.2.2. Emissies naar de lucht

6.C.2.2.1. Geleide emissies

6.C.2.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)							nat	droog
	apparaat (A)								

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.C.2.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.C.2.2.2. Niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.C.2.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.C.3. Overzicht emissies

Geef per geëmitteerde stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (in ton/jaar) door opslag en overslag.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.D. Fakkels

6.D.1. Niet-geleide emissies

benaming fakkel	benaming activiteit	behandeld afgas	samenstelling afgassen	jaardebiet afgassen (ton/jaar)	benaming brandstof	samenstelling	verbruik/ jaar	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings-methode	meet-methode
	installatie (I)													
	apparaat (A)													

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.D.2. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming fakkel	benaming activiteit	behandeld afgas	samenstelling afgassen	jaardebiet afgassen (ton/jaar)	benaming brandstof	samenstelling	verbruik/ jaar	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings-methode	oorzaak van de emissie
	installatie (I)													
	apparaat (A)													

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.D.3. Overzicht emissies

Geef per geëmitteerde stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (in ton/jaar) door de fakkels.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.E. Waterzuivering

6.E.1. Verbruiksgegevens

benaming (brand)stof	benaming activiteit	stoffunctie					verbruik / jaar
	installatie (I)	grondstof	brandstof		eindproduct	afvalproduct	
			S-gehalte	asgehalte			
	apparaat (A)						

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.E.2. Emissies naar de lucht

6.E.2.1. Geleide emissies

6.E.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming (brand)stof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming (brand)stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)	apparaat (A)						nat	droog

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

6.E.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming (brand)stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³)		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					bij standaard- voorwaarden						
	apparaat (A)					nat	droog					

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

6.E.2.2. Niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

6.E.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

6.E.2.4. Overzicht emissies naar lucht.

Geef per geëmitteerde verontreinigende stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (ton/jaar) door de waterzuivering.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

7. Overzicht lucht

Vat hieronder alle emissies samen die u vermeld hebt in rubriek 6.
Uit dat overzicht moet blijken of de som van de geleide, niet-geleide en abnormale emissies de drempelwaarde al dan niet overschrijdt.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissies (ton/jaar)	niet-geleide emissies (ton/jaar)	abnormale emissies (ton/jaar)	totale emissies (ton/jaar)	drempel-waarde (ton/jaar)
koolstofmonoxide	7.287	0	0	7.287	200
zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	1.877349	0	0	1.877349	100
stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	54.116800	0	0	54.116800	50
F-verbindingen (uitgedrukt als F-)	0.007936	0	0	0.007936	1
Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)	0.775149	0	0	0.775149	5
chloor					2
(di)waterstofsulfide					5
ammoniak					10
koolstofdioxide	63339.468	0	0	63339.468	100000
distikstofmonoxide					10
waterstofcyanide					0.2
zwavelkoolstof					0.1
methaan					100
niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS)					
acrylonitrile					0.1
ethyleenoxide					1
benzeen					0.1
1,2-dichloorethaan					0.1
dichloormethaan					0.1
fenol					0.1
formaldehyde					0.1
styreen					0.1
tetrachloormethaan					0.1
trichlooretheen					0.1
tolueen					0.2
mono-vinylchloride					0.1
xyleen-isomeren					0.2
tetrachlooretheen					0.1
pentachloorfenol					0.01
hexachloorbenzeen					0.01
trichloorbenzeen					0.01
trichloorethaan					0.1
trichloormethaan					0.5
1,1,2,2-tetrachloroethaan					0.05
niet eerder genoemde gehalogeneerde NMVOS					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissies (ton/jaar)	niet-geleide emissies (ton/jaar)	abnormale emissies (ton/jaar)	totale emissies (ton/jaar)	drempel-waarde (ton/jaar)
niet eerder genoemde aromatische NMVOS					
niet eerder genoemde NMVOS	3.282681	0	0	3.282681	
totaal gehalogeneerde NMVOS	0	0	0	0	10
totaal aromatische NMVOS	0	0	0	0	10
totaal NMVOS	3.282681	0	0	3.282681	20
ozonafbrekende stoffen en F-gassen					
CFK's (chloorfluorkoolstoffen) (1)					0.001
HCFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) (2)					0.001
HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)					0.1
PFK's (perfluorkoolwaterstoffen) (4)					0.1
zwavelhexafluoride					0.05
halonen (5)					0.001
niet eerder genoemde ozonafbrekende stoffen en F-gassen					
totaal ozonafbrekende stoffen en F-gassen	0	0	0	0	
semi-vluchtige organische stoffen					
polycyclische aromatische KWS (PAK's)					0.004
naftaleen					
phenanthreen					
anthraceen					
fluorantheen					
chryseen					
benzo(a)anthraceen					
benzo(a)pyreen					
benzo(k)fluorantheen					
indeno(1,2,3-cd)pyreen					
benzo(g,h,i)peryleen					
benzo(e)pyreen					
benzo(j)fluorantheen					
benzo(b)fluorantheen					
dibenzo(a,h)anthraceen					
PCB's (polychloorbiphenyls)					0.0001
PBB's (polybroombiphenyls)					
hexabroombiphenyl					0.0001
OCP's (organochloorpesticiden)					
aldrin					0.001

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissies (ton/jaar)	niet-geleide emissies (ton/jaar)	abnormale emissies (ton/jaar)	totale emissies (ton/jaar)	drempel-waarde (ton/jaar)
chlordan					0.001
chlordecon					0.001
DDT					0.001
dieldrin					0.001
endrin					0.001
heptachloor					0.001
lindaan					0.001
mirex					0.001
pentachloorbenzeen					0.001
toxapheen					0.001
phtalaten					
di-(2-ethyl hexyl) phthalaat (DEHP)					0.01
zware metalen en hun verbindingen (als totaal)					
antimoon					0.5
arseen	0.0022942	0	0	0.0022942	0.02
asbest					0.001
beryllium					0.002
cadmium	0.000943	0	0	0.000943	0.01
chrom					0.05
kobalt	0.0186284	0	0	0.0186284	0.05
kwik					0.01
lood	0.0013122	0	0	0.0013122	0.15
koper	0.002805	0	0	0.002805	0.1
mangaan	0	0	0	0	1
nikkel	0.0194792	0	0	0.0194792	0.05
seleen					0.2
thallium					0.05
vanadium					0.5
zink					0.2
stof					
PM2.5					10
PM10					20
totaal stof	1.539289	0	0	1.539289	20

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_850_II

CBB-NUMMER 01852224-000-586

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (mg TEQ/jaar)	niet-geleide emissie (mg TEQ/jaar)	abnormale emissie (mg TEQ/jaar)	totale emissie (mg TEQ/jaar)
PCDD/F	0.603150	0	0	0.603150

(1) som van CFCl_3 , CF_2Cl_2 , $\text{C}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$, $\text{C}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$, $\text{C}_2\text{F}_5\text{Cl}$, CF_3Cl , C_2FCl_5 , $\text{C}_2\text{F}_2\text{Cl}_4$, C_3FCl_7 , $\text{C}_3\text{F}_2\text{Cl}_6$, $\text{C}_3\text{F}_3\text{Cl}_5$, $\text{C}_3\text{F}_4\text{Cl}_4$, $\text{C}_3\text{F}_5\text{Cl}_3$, $\text{C}_3\text{F}_6\text{Cl}_2$, $\text{C}_3\text{F}_7\text{Cl}$

(2) som van CHFCl_2 , CHF_2Cl , CH_2FCl , C_2HFCl_4 , $\text{C}_2\text{HF}_2\text{Cl}_3$, $\text{C}_2\text{HF}_3\text{Cl}_2$, $\text{C}_2\text{HF}_4\text{Cl}$, $\text{C}_2\text{H}_2\text{FCl}_3$, $\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2\text{Cl}_2$, $\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_3\text{Cl}$, $\text{C}_2\text{H}_3\text{FCl}_2$, CH_3CFCl_2 , $\text{C}_2\text{H}_3\text{F}_2\text{Cl}$, $\text{CH}_3\text{CF}_2\text{Cl}$, $\text{C}_2\text{H}_4\text{FCl}$, C_3HFCl_6 , $\text{C}_3\text{HF}_2\text{Cl}_5$, $\text{C}_3\text{HF}_3\text{Cl}_4$, $\text{C}_3\text{HF}_4\text{Cl}_3$, $\text{C}_3\text{HF}_5\text{Cl}_2$, $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CHCl}_2$, $\text{CF}_2\text{ClCF}_2\text{CHClF}$, $\text{C}_3\text{HF}_6\text{Cl}$, $\text{C}_3\text{H}_2\text{FCl}_5$, $\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_5\text{Cl}$, $\text{C}_3\text{H}_3\text{FCl}_4$, $\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_2\text{Cl}_3$, $\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_3\text{Cl}_2$, $\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_4\text{Cl}$, $\text{C}_3\text{H}_4\text{FCl}_3$, $\text{C}_3\text{H}_4\text{F}_2\text{Cl}_2$, $\text{C}_3\text{H}_4\text{F}_3\text{Cl}$, $\text{C}_3\text{H}_5\text{FCl}_2$, $\text{C}_3\text{H}_5\text{F}_2\text{Cl}$, $\text{C}_3\text{H}_6\text{FCl}$

(3) som van HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-4310mee, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-152a, HFC-143, HFC-143a, HFC-227ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-365mfc

(4) som van CF_4 , C_2F_6 , C_3F_8 , C_4F_{10} , $\text{c-C}_4\text{F}_8$, C_5F_{12} , C_6F_{14}

(5) som van CF_2BrCl , CF_3Br , $\text{C}_2\text{F}_4\text{Br}_2$, CH_3Br

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_850_II

CBB-NUMMER

01852224-000-586

8. Geplande verbeteringen

Beschrijf de maatregelen om de emissies naar lucht in de toekomst te verminderen (procesmaatregelen, zuiveringsapparatuur, saneringsmaatregelen, ...)

geplande verbetering	verwacht jaar van ingebruikname	voorziene kostprijs (Euro)	verwacht reductiepotentieel (%)